P "ENT COOPERATION TREA"

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2) Date of mailing: 12 October 2000 (12.10.00) International application No.: PCT/JP00/01687 International filing date:	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office Applicant's or agent's file reference: 99R00636 Priority date:
17 March 2000 (17.03.00)	31 March 1999 (31.03.99)
Applicant: KODEN, Mitsuhiro et al	
<u> </u>	
1. The designated Office is hereby notified of its election made: X In the demand filed with the International preliminary Examining Authority on: 05 June 2000 (05.06.00) In a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 2. The election X was was not made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).	
The International Bureau of WIPO	Authorized officer:
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

THIS PAGE BLANK (USPTO)



PATINT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

HARA, Kenzo Harakenzo Patent Law Firm Daiwa Minamimorimachi Building 2-6, Tenjinbashi 2-chome Kita, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0041 **JAPON**

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

Date of mailing (day/month/year) 12 October 2000 (12.10.00)

Applicant's or agent's file reference

99R00636

International application No. PCT/JP00/01687

International filing date (day/month/year) 17 March 2000 (17.03.00)

Priority date (day/month/year) 31 March 1999 (31.03.99)

IMPORTANT NOTICE

Applicant

SHARP KABUSHIKI KAISHA et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 12 October 2000 (12.10.00) under No. WO 00/60408

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

世界知的所有権機関 事 務 特許協力条約に基づいて公開された国際山願



WO00/60408 (51) 国際特許分類7 (11) 国際公開番号 A1 G02F 1/1335, 1/133 2000年10月12日(12.10.00) (43) 国際公開日 PCT/JP00/01687 (81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, (21) 国際出願番号

2000年3月17日(17.03.00) (22) 国際出願日

(30) 優先権データ

1999年3月31日(31.03.99) JP 特願平11/90522 JP 特願2000/24406 2000年2月1日(01.02.00)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) シャープ株式会社(SHARP KABUSHIKI KAISHA)[JP/JP] 〒545-8522 大阪府大阪市阿倍野区長池町22-22 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

向殿充浩(KODEN, Mitsuhiro)[JP/JP]

〒277-0827 千葉県柏市松葉町3-15-4-501 Chiba, (JP)

加邉正章(KABE, Masaaki)[JP/JP]

〒277-0872 千葉県柏市十余二287-259-401 Chiba, (JP)

(74) 代理人

原 謙三(HARA, Kenzo)

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル 原謙三国際特許事務所 Osaka, (JP)

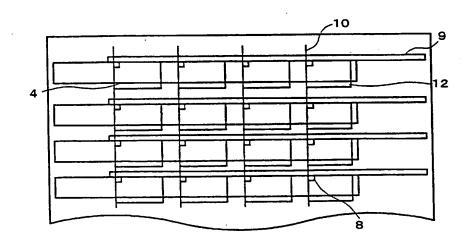
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

LIGHT-CONTROL DEVICE AND METHOD OF DRIVING (54)Title:

光制御素子及びその駆動方法 (54)発明の名称



(57) Abstract

A light-control element includes liquid crystal (3) between a substrate (1) having a plurality of optical output layers (4) and a transparent substrate (2). Either the substrate (1) or the substrate (2) includes gate electrodes (9) to which a plurality of scanning signals are applied, and either the substrate (1) or the substrate (2) includes source electrodes to which a plurality of signals are applied. The light output layer (4) includes stripes running in the direction of the gate electrodes (9).

(57)要約

本発明の光制御素子は、複数個の光出力層(4)が配置された基板(1)と、光透過機能を有する基板(2)とを対向させ、該基板(1)と 基板 (2) の間に液晶 (3) を挟持している。該基板 (1) と基板 (2)のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極(9)が形成され、 さらに該基板(1)と基板(2)のいずれかに複数の信号電極を印加す るソース電極が形成されており、前記光出力層(4)がストライプ状に 配置され、該配置方向がゲート電極(9)の方向と一致している。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

PL

RO

ポルトガルルーマニア

アルジェリア エストニア ズベイン AAAAAABBBB フィンランドフランスガル 英国 グレナダ グルジア グガガギギギクハイアイイアイ6ケキ・ジナビアシアアガドルラドスリ アギー・チリネラエ ラア マギー・チリネラエ ラア スア ビアーシンル ン タサ アド ド ンタ BBBBCCCCCCCCCCCCDD HR HU カッテ 中央アフリカ コンゴー スイス コートジボアール DELZ コートンホァ カメルーン 中国 コスタ・リカ キューバ キルギスタン 北朝鲜 KR

LS LT LU LV レソト リトアニア ルクセンブルグ ラトヴィア モココ モナコ モッドヴァ マダガスカル マケドニア旧ユーゴスラヴィア MA MC MD MG 共和国マリ M L M N M R

SDSSI SSSSTTTTTTTTUUUUVYZZ トルクメニスタン トルコ トリニダッド・トバゴ タンサニア ウカライナ ウガンダ ワガンタ 米国 ウズベキスタン ヴェンボースラヴィア コープリカ共和国 ジンバブニ

明細書

光制御素子及びその駆動方法

技術分野

5

10

15

20

本発明は、表示素子などに用いることのできる新規な光制御素子に関し、特に液晶素子を組み合わせた光制御素子とその駆動方法に関するものである。

背景技術

近年、低消費電力、薄型軽量であるなどのメリットにより、液晶ディスプレイがテレビ、ビデオ、パソコン、ワープロ、プロジェクションなどに幅広く用いられている。しかし、実用レベルに至った液晶ディスプレイにおいても、まだ幾つかの問題点を有しているのが現状である。

その第1は、光の利用効率が低いことである。通常のカラー液晶ディスプレイの場合、偏光板による光透過率が1/2以下、カラーフィルタによる光透過率が1/3以下であり、開口率その他を考えると、バックライトから出射される全光の利用効率は10%以下、通常は5%以下になってしまっている。このような光利用効率の低さは消費電力の増大に直接結び付くので、環境やエネルギーに対する対応がさらに必要とされる21世紀を考えると、極めて大きな問題と言わざるを得ない。

そこで、上記問題を解決するために、幾つかのアプローチがなされている。その一つは、バックライト電源の消費電力をなくした、バックライトを用いない反射型の液晶ディスプレイの提供である。ただ、反射型

の液晶ディスプレイのコントラストは現段階で20:1以下と低いので、本当の意味での美しい画像を実現するという観点では十分なディスプレイとは言い難い。

他のアプローチとしては、バックライトは用いるが、カラーフィルタを用いずに表示を行い、カラーフィルターによる光の透過効率の低下をなくす液晶ディスプレイの提供である。その実現手段として、カラーフィルタの代わりにフォトルミネッセントという蛍光体を用いる方法が提案されている(W. A. Crossland et al., SID 97 Digest, 837(1997))。しかしながら、この方法の場合、コントラストが十分でないこと、光源にUV光を利用するので液晶材料や配向膜へのダメージが懸念されることなどの課題が残っている。

5

10

15

20

一方、時間的にRGBの色を切り替えるバックライトを用いたフィールドシーケンシャルカラー方式も発表されている(T. Uchida et al., Proc. IDRC, 37(1997))。ただ、この方式の場合、非常に高速応答の液晶が必要な点などの課題が残っている。

また、液晶ディスプレイの別の問題点としては、表示がホールド型であるために、動画表示時に尾引きや輪郭ボケなどが生じ、インパルス型のCRTに比べ画像品位で劣ることが挙げられる。このような問題に対し、最近、IBMよりインパルス型の表示を行う液晶ディスプレイが提案されている。しかし、このようなインパルス型表示の液晶ディスプレイにおいても、液晶の応答速度、バックライトの発光・消光速度などの課題が残っている。

そこで、上記従来の光利用効率の低さや画像品質の低さを解決するために、液晶表示素子のパターンに対応した有機 E L (Electro Luminesc

10

15

2.0

ence)素子を発光させる技術開発がなされている。このような技術は、例えば、日本国公開特許公報「特開平8-211832号公報(公開日1996年8月20日)」にも開示されている。

上記公報に開示されている技術は、液晶、および該液晶を挟持するように対向配置された一対の複数本の透明電極等により構成される液晶表示素子部と、有機EL発光層、および該有機EL発光層を挟持するように対向配置された一対の複数本の透明電極等により構成される有機EL表示素子部とを備え、液晶表示素子部に有機EL表示素子部を積層し、かつこれらを1つの駆動部で駆動して、液晶表示素子部の画素と有機EL表示素子部の画素とを対応させることにより、液晶表示素子部と有機EL表示素子部に同一画像を表示させるものである。

しかしながら、このようにマトリクス型の液晶表示素子とマトリクス型の有機EL表示素子とを積層することにより、パネル作製コストが高くなり、また、駆動ドライバーIC数も増えるため、表示装置全体としてコスト高となってしまうという問題がある。

また、液晶表示素子と有機EL表示素子という2つの表示素子の間に透明基板が配置されているため、斜めから見たときの視認性にも問題がある。この視認性を解決しようとすると、開口率を狭くしなければならない、非常に薄いがコスト的に不利な透明基板を用いなければならないなどの、別の問題が生じてくる。

本発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、カラーフィルタを用いずに表示を行い、さらに視認性も良好な新しいタイプであって、且つ、インパルス型表示を行う光制御素子とその駆動方法とを提供することを目的とする。

発明の開示

5

10

15

20

上記目的を達成するために、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向が走査信号を印加する電極の方向と一致していることを特徴とする。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する電極に対応した光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することができる。

10

15

20

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成され、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極の方向と一致していることを特徴とすることもできる。

上記の構成によれば、光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、アクティブ駆動の光制御素子においてインパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。このように、光出力層から発光される時間を前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることがより好ましい。このように、光出力層から発光される時間をさらに前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆動方法において、各走査線に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了する方法とすることもできる。

上記の方法によれば、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて 光出力層の走査を行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができるので、インパルス型表示を実現することが 可能となる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法としては、異なる波長の光出 力層を複数本まとめて同時に発光させる方法が好ましく、これにより制

10

5

15

20

10

15

御するためのICの数を少なくすることができる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。これにより、カラーフィルタを用いないカラー表示が可能となるため、光利用効率を上昇させて低消費電力化を図ることができる。

本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって充分判るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。

図面の簡単な説明

図1 (a) は、本発明の第1の光制御素子の構造を示す平面図であり、 図1 (b) は該第1の光制御素子の断面図である。

図2(a)は、本発明の第2の光制御素子の構造を示す平面図であり、 図2(b)は該第2の光制御素子の断面図である。

図3は、ディスプレイの中のTFT駆動素子配置図である。

図 4 は、本発明の実施形態 3 に係るインパルス型表示を示す説明図である。

20 図 5 は、本発明の実施形態 4 に係るインパルス型表示を示す説明図である。

図6は、本発明の第2の実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図である。

図7は、本発明の第3の実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図

である。

5

10

20

図8(a)は、光出力層がRGBの繰り返しとなっている光制御素子の構造を示す平面図であり、図8(b)は該光制御素子の断面図である。

図9(a)は、光出力層がRGBの繰り返しとなっている図8(a)に示す光制御素子とは異なる光制御素子の構造を示す平面図であり、図9(b)は該光制御素子の断面図である。

図10(a)ないし図10(h)は、図6に示す光制御素子の第1の 製造方法を示す工程図である。

図11(a)および図11(b)は、図6に示す光制御素子の第1の 製造方法において、基板の貼り合わせ後の工程を示す工程図である。

図12(a)ないし図12(e)は、図6に示す光制御素子の第2の 製造方法を示す工程図である。

図13(a)ないし図13(c)は、図6に示す光制御素子の第2の 製造方法において、基板の貼り合わせ後の工程を示す工程図である。

15 図14は、従来の複合素子型表示装置における液晶表示素子部と有機 EL表示素子部との積層複合状態を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明をさらに詳述に説明するために、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。ただし、本発明はこれらにより何ら限定されるものではない。

本発明の第1の実施形態である光制御素子の平面図を図1 (a) に示し、その断面図を図1 (b) に示す。

図1 (b)の断面図に示すように、対向配置されたガラスからなる基

10

15

20

板1と基板2との間に液晶3が挟持され、基板1には複数の光出力層4がストライプ状に形成される。基板1としては、ガラス基板の他に、シリコン基板、プラスチック基板などを用いることができる。また、基板1と対向させる基板2としては、ガラス基板の他に、プラスチック基板などの透明基板を用いることができる。

光出力層 4 としては、有機 E L(Electro Luminescence)素子、無機 E L(E-lectro Luminescence)素子、F E D(Field Emission Diode)などの発光素子(発光体)を用いることができる。そして、基板 1 上に、金属電極 5 、有機 E L 素子等による発光層 6 、 I T O 電極等による 透明電極 7 を積層する。これら、金属電極 5 、発光層 6 、透明電極 7 は、ともにフォトリソグラフィー法などによるパターニング加工により形成 することができる。さらに、透明電極 7 上に偏光機能層 1 3 が設けられ、さらに配向膜 1 5 が設けられる。図 1 (a)の平面図は、パターニング 加工した構造を示している。

また、基板1の全面に発光層6を形成した場合は、発光層6上に偏光 機能を有する膜を形成して、該膜上に液晶層3を直接配置しても良い。

さらに、本発明における第2の実施形態である光制御素子の平面図および断面図を、図2(a)および図2(b)に示す。この第2の実施形態における構造のように、光出力層として機能する光導波路16を用い、該光導波路16が外部の光源17と結合されている光制御素子構造をとることも可能である。光導波路16は、PMMA(Polymethyl methacrylate)などで形成できる。また、外部の光源17としては、半導体レーザダイオード、無機EL素子、有機EL素子、蛍光灯などの発光素子を用いることができる。

10

15

20

第1の実施形態および第2の実施形態において、光出力層(光出力層 4 および光導波路16)あるいは光源17から単色の色を発光させた場合、ディスプレイはモノクロディスプレイとなるが、複数の光出力層(光出力層 4 および光導波路16)あるいは光源17から異なる波長の光を出させることにより、ディスプレイのカラー化が可能になる。特に、ストライプ配置された複数本の光出力層(光出力層 4 および光導波路16)あるいは光源17の1つ毎にRGBの光を出力させるのが好ましい。これにより、従来の液晶表示装置に用いられていたカラーフィルタを無くしたカラー表示が可能となり、光利用効率が上昇し、低消費電力化を図ることができる。さらに、バックライトがないため、薄型・軽量のディスプレイの実現が可能となる。

さらに、両基板 1、 2 間に挟持された液晶 3 に用いる液晶材料としては、ネマティック液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶、高分子複合型液晶などを用いることができる。

マトリクス型有機EL素子の場合には、表示容量が大きくなってデューティ比が高くなると、輝度・コントラストを高くしづらいといった課題が生じるが、本発明では、有機EL素子の駆動は基本的にスタティック駆動であり、良好な特性が得易い。また、液晶部分で光の透過光強度を制御できるため、トータルとして良好な表示性能を実現できる。

液晶3を駆動するためには電界印加手段が必要であるので、基板1および基板2の片方または双方に電極を形成する。具体的には、基板1と基板2のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、基板1と基板2のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成される。

図1に示されている第1の実施形態に係る光制御素子においては、液

10

15

20

晶3をTFT駆動にて駆動する例が示されている。すなわち、基板2に TFT8が配置され、各TFT8は走査電極(ゲート電極)9および信 号電極(ソース電極)10で繋がっている。また、各画素にはITO膜 からなる画素電極12が形成され、基板1にはITO膜からなる対向電 極11が形成されている。

TFT8などのアクティブ素子を作製する場合、基板1側に作るよりも基板2側に配置する方が好ましい。主な理由は二つある。第一は、TFT8を作製するためのプロセス温度が高いので、偏光機能層13などが形成された基板1よりもガラスからなる基板2の方が熱プロセスによる問題が発生しにくい点である。第二は、有機EL素子(発光層6)からなる光出力層4(光導波路16も含む)およびTFT8の歩留まりが100%にはなかなかならないため、両方を同じ基板に作ると、歩留まりは両者の歩留まりの積となって低下するが、それぞれを基板1、2に作り分ければ、良品基板のみを張り合わせることにより、より高い歩留まりを実現できる点である。

図1 (a)、図1 (b)では、本発明に係る光制御素子としてアクティブ駆動であるTFT駆動の液晶素子を示したが、TFT8を用いない単純マトリクス型表示、MIM (Metal Insulator M-etal)表示、シリコン基板を用いた方式などでも駆動できることは言うまでもない。

また、液晶で光強度を変調するための一般的な手段として、図1(a)、図1(b)に示す本発明の第1の実施形態に係る光制御素子では、偏光機能を有する層として偏光機能層13と偏光板14とを配置する。図2(a)、図2(b)に示す本発明の第2の実施形態に係る光制御素子では偏光機能層13として偏光板を用い、さらに偏光板14を配置し

10

15

20

ている。ただし、これらは挟持される液晶の種類によっては省くことができる。例えば、高分子分散型やゲストホスト型の液晶などでは偏光機能を有する層 (偏光板を含む)を省いてもよい。

偏光機能層13としては、通常の偏光板を用いる以外に、偏光膜を塗布形成する方法もある。その形成方法としては、まず、配向膜を形成し、その配向膜をラビングする。次に、該配向膜上に二色性色素を混合した反応性液晶高分子を塗布する。これによって反応性液晶高分子および混入された二色性色素が一方向に配列する。つぎに光照射によって高分子を重合させる。これによって一方向に配列した状態が固定される。このように形成した偏光膜の上にさらに配向膜15を形成することができ、図1(a)、図1(b)に示すような構成が可能となる。この構成において、光出力層4から出射された光は液晶3に入射し、この光は、液晶部分を電界で制御することで各画素の光の状態が変化させられて基板2より出射される。

次に、上記のような実施形態1に係る(図1 (a)、図1 (b)に示されている)ディスプレイを用いた場合の、光出力層4からの光出力タイミングについて検討した、本発明の第3の実施形態について以下に説明する。光出力層4からの光は常に出し続けてもよいが、その場合にはホールド型の表示になる。しかし、フレーム内のある期間のみ光出力させることにより、インパルス型表示を実現することができる。

このインパルス型表示について、図3および図4を用いてTFT駆動型表示を例に説明する。図3は上記ディスプレイのTFT駆動素子の配置図であり、図4には第3の実施形態におけるインパルス型表示の際の各信号の波形が示されている。

10

15

20

ゲート電極(走査電極)9(図3および図4においてはG1、G2、G3、・・・で示されている)より信号を送り、ゲートをONする。これに同期させて、画素の求める表示状態に応じたデータ信号をソース電極(信号電極)10(図3および図4においてはS1、S2、S3、・・で示されている)より送ることにより、マトリクス表示がなされ、画素に印加される電圧に応じて光透過量が制御される。尚、この場合(図4の場合)、TFT駆動素子がn本のゲート電極を持つものとの前提において説明を行う。各電極9、10より信号を送って表示内容を液晶部分に送っている間は光出力層4は発光させないこととする。そして、液晶3が十分に応答しきった後に、光出力層4から発光させる。このようにすると、インパルス型の表示の実現が可能となる。

ここで、光出力層 4 から発光される時間について、さらに考察する。 好ましくは、各表示フレーム時間の 5 %以上 7 0 %以下であり、より好ましくは 1 5 %以上 4 0 %以下である。すなわち、発光期間がフレーム時間の 7 0 %より長いとインパルス型表示としての特徴が薄れ、輪郭ボケや尾引きの程度がホールド型に近づいてくる。より好ましくは 4 0 %以下である。

また、1表示フレーム16.7msから、TFT8での書き込み時間 (1走査線(1ゲート電極9)あたりのゲートのON時間×走査線数)と液晶3の応答時間を引いたものが発光期間として利用しうる(液晶3が全表示情報に対応した状態になって初めて発光させるため)ため、70%もの発光期間を取ろうとすると、液晶3の応答速度やTFT8での書き込み速度に大きな制約が生じる。発光期間がフレーム時間の5%以

10

15

20

下になると、ディスプレイとしての輝度を上げにくい。例えば、5%の場合、全期間発光している場合と同じ輝度を得るためには、20倍の発光強度が必要となる。そこで、より好ましくは15%以上である。

例えば図1に示す金属電極5と透明電極7はパターニングされても、 されていなくとも構わないが、パターニングしない方がコストは安い。 また、パターニングしたとしてもそれぞれを別々に駆動する必要はなく、 図4に示すような発光パターンを用いることで、全電極をまとめて電圧 印加することにより全面同時に発光させることができる。

また、上記した第3の実施形態の光出力タイミングとは異なるものとして、上記のようなディスプレイを用いた場合の光出力層4からの別の光出力タイミングについて検討した、本発明の第4の実施形態について、以下に説明する。この光出力タイミングとは、光出力層4の発光期間を変える方法である。

図3および図5を用いて、TFT駆動型表示を例に説明する。図5には、第4の実施形態におけるインパルス型表示の光出力タイミングについて示す各信号の波形が示されている。

ゲート電極(走査電極)9(図3および図5においてはG1、G2、G3、・・・で示されている)より信号を送り、ゲートをONする。これに同期させて画素の求める表示状態に応じたデータ信号をソース電極(信号電極)10(図3および図5においてはS1、S2、S3、・・・で示されている)より送ってマトリクス表示する。画素に印加される電圧に応じて、光透過量が制御される。ゲートをOFFして、一定時間後に、発光層6から光を出力する。このようにすると、図5に示すように、各ライン毎に発光させるタイミングを変えたインパルス型の表示を

WO 00/60408 PCT/JP00/01687

実現することができる。

5

10

15

20

第4の実施形態で説明したようなインパルス型の表示を行うためには、前記光出力層4がストライプ状に配置され、その配置方向が走査信号を印加する電極(ゲート電極9)の方向と一致していることが必要である。液晶表示部分の表示内容は、走査信号に対応して表示され、走査のタイミングが走査線(ゲート電極9)毎に異なるわけであるから、それに対応した発光層6のタイミングも変える必要がある。発光層6の走査としては、3本あるいは、より多数の本数をまとめて発光させてもよい。いずれにしても、各ラインともに、発光時間を等しくし、次のゲートのONより前に消光することが必要である。この方式の場合の大きなメリットは、液晶3の応答速度が第3の実施形態の場合に比べて遅くて良い、発光期間を長く取ることが可能となるため、ディスプレイとしての輝度が上がる点などである。

すなわち、第3の実施形態の方法の場合には、液晶3が全表示情報対応した状態になって初めて発光させているので、16.7msからTFT8での書き込み時間(1走査線(1ゲート電極)あたりのゲートのON時間×走査線数)と液晶3の応答時間を引いたものが発光期間として利用しうる。

これに対して、第4の実施形態で述べている方法で1走査線毎に光出力層4のタイミングを変える場合、原理的には、16.7msから1走査線あたりのゲートのON時間と液晶3の応答時間とを引いたものが発光期間として利用しうる。それゆえ、液晶3の応答時間に対する制約は第3の実施形態より緩い。また、液晶3の応答速度が同じとすると、第4の実施形態の方が発光時間が長くとることができ、ディスプレイとし

ての輝度が向上する。

光出力層4から発光される時間は、上述したように各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。より好ましくは15%以上40%以下である。

5

1 走査線に対応した光出力層 4 ごとにタイミングを変える場合には、各光出力層 4 は別々に制御することが必要となる。それゆえ、例えば図 1 (a)、図 1 (b)に示す構成で説明すると、金属電極 5 がゲート電極 9 に対応しているため、この金属電極 5 は光出力層 4 に対応してパターニングされる必要がある。光出力層 4 を構成している他方の電極である透明電極 7 は、パターニングされてもされていなくとも構わない。

10

また、光出力層 4 が R G B の繰り返しになっている場合、 R G B の 3 本をまとめて発光させるのも良い方法である。なぜなら、 R G B の 3 つで一つの表示単位になるため、その発光期間が同一の方が好ましい。 3 本まとめて発光・消光させる場合には、 3 本まとめて制御すればよい。

15

3本より多い数をまとめて制御する場合も同様にすればよい。多数をまとめるほど、パターンがラフになって作りやすい、制御するための I C の数が少なくなるといったメリットが生じる。

20

また、図8(a)および図8(b)に示すようにRGBを並べることも可能である。このように配置することで、あるゲート電極9に対応した光出力層4からRGBを同時に発光させることができる。各RGBの画素に対応した信号はソース電極10より入力する。また、図9(a)および図9(b)に示すような構成にしてもよい。尚、図8および図9ともに、(a)は光制御素子の構造を示す平面図であり、(b)はその断面図である。尚、図9(b)において、20はガラス性の基板である。

10

15

20

以上のように、本発明の光制御素子の駆動方法は、各走査電極(実施の形態においてはゲート電極 9)ごとに光源(光出力層)の輝度を調整できるため、低消費電力化が可能となる。例えば、最大輝度 5 0 0 c d /m²のディスプレイを作製しようとした場合、通常のバックライト付き液晶ディスプレイでは、バックライトを常に 5 0 0 c d /m²の輝度で光らせなければならない。例えほとんどが黒表示であっても、バックライトには 5 0 0 c d /m²の輝度が必要である。

これに対して、本発明の方式では、光出力層を走査電極の配置方向と一致させているので、対応するラインに求められる表示の最大輝度分だけ光らせることにより、走査電極(走査線)ごとに光源部分の輝度調整ができる。これは光出力層を複数本まとめて光らせる場合でも同じで、その対応する表示部分の最大輝度だけ光出力層を光らせればよい。このため、表示状態が暗いときには、光源部の輝度を落とすことができるので、実質的に低消費電力化が実現できる。

また、光源部分の輝度を落とすと、きめの細かい階調表示も可能となる。例えば、ディスプレイ全体での最大輝度が500cd/m²であるディスプレイを作製し、ある領域で最低輝度5cd/m²、最大輝度10cd/m²の表示をするケースを考える。通常のディスプレイではバックライトが500cd/m²であるため、液晶の透過率のみで5cd/m²から10cd/m²の変化を調整しなければならない。しかし、これは液晶の透過率2.5%~5%の領域での調整ということになり、温度分布やセル厚むらなどの様々な特性変動要因を考えると、きめの細かい階調表示が容易とはいえない。

これに対して、本発明の方式では、その領域の光源部分の輝度を10

10

15

20

c d / m² に設定し、液晶の透過率 5 0 % ~ 1 0 0 % の変化を用いて表示することができる。こうすることにより、表示の特性変動要因を受け難くくなり、きめの細かい表示が可能となる。

また、視認性の観点に立つと、黒に近い表示状態での微妙な濃淡が表示の美しさに大きく寄与している。このことを考え合わせると、本方式のメリットは非常に大きいといえる。また、8ビットの階調データではなく、10ビットや12ビットの階調データが送られてきたとき、黒に近い表示の階調をきめ細かくきちんと出すためにも、本方式は適しているといえる。

さらに、通常の有機 E L ディスプレイと比較した場合の本方式のメリットとして、本方式では a - S i - T F T でよいという点が挙げられる。

通常の有機ELを用いたディスプレイの場合、表示容量(走査線数)を上げようとすると、p-Si-TFTが必要といわれており、そのTFTも液晶用とは異なり、1画素につき複数個(通常2~4個)のTFTが必要といわれている。このことは、製造が困難となることやコストアップの要因となる。

一方、本方式の光制御素子を用いたディスプレイでは、TFTを用いる場合でも、液晶を駆動するためのTFT、たとえばa-Si-TFTを用いることができる。よって、生産性、コストの点から有利となる。

また、本実施の形態では、光源部分を持ったディスプレイとして本方式の光制御素子を説明してきたが、透過・反射両用型のディスプレイとしても用いることができる。もちろん、適切な光学設計や光学部材配置が必要であることは言うまでもないが、それらをきちんと行えば、暗い環境下では光源部を点灯して透過型ディスプレイとして用い、明るい環

境下では反射型ディスプレイとして用いることができる。

尚、本実施形態では液晶素子部としてTFT駆動型液晶を例に説明したが、他の液晶(例えば、強誘電性液晶、反強誘電性液晶、PDLCなど)でもよいことは言うまでもない。

次に、上記実施の形態にかかる具体的実施例を以下に説明する。

(実施例1)

5

10

15

20

本発明の第1の実施例は、前記した第1の実施形態に係る光制御素子についての具体的な実施例である。以下に、本発明の第1の実施例を図1(a)、図1(b)に基づいて説明する。

ガラスからなる基板1上に金属電極5を形成し、ストライプ状にパターニングする。その上に、発光層6として有機EL層を形成する。ここで、前記有機EL層は、一本毎にRGBの各々の色に発光する層を形成する。さらに、その上に、パターニングしないITO膜からなる透明電極7が形成される。

上記透明電極7上に偏光機能層13が形成される。その形成方法は、配向膜(図1(a)、図1(b)では省略)を形成し、その配向膜をラビングし、該配向膜上に二色性色素を混合した反応性液晶高分子を塗布する。これによって反応性液晶高分子および混入された二色性色素が一方向に配列することとなる。次に、光照射によって高分子を重合させると、高分子が一方向に配列した状態で固定され、偏光機能を有する膜である偏光機能層13になる。さらにこの偏光機能層13上全面に、対向電極11としてITO膜を形成し、さらに配向膜15を塗布し、ラビングする。

一方、基板2上にはTFT8およびそれらをつなぐ配線が形成される。

各TFT8は走査電極(ゲート電極)9および信号電極(ソース電極) 10で繋がっている。また、各画素毎にITO膜からなる画素電極12 が形成される。

次に、上記したように作製した基板1および基板2を貼り合わせ、T N型表示用ネマティック液晶を注入し、周辺を封止する。ここで、走査電極(ゲート電極)9もしくは信号電極(ソース電極)10のどちらかを、光出力層4のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例1においては、走査電極(ゲート電極)9が光出力層4のストライプ配置方向と一致するように形成されている。

(実施例2)

5

10

15

20

本発明の第2の実施例について、図6を用いて説明する。図6には、 本実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図が示されている。

本実施例に係る光制御素子は、光出力層 4 が配置されたガラスからなる基板 1 と、TFT 8 が形成されたガラスからなる基板 2 とが対向配置され、両基板 1、2 間に液晶 3 が配置されている。

さらに詳しく説明すると、ガラスからなる基板1の面上で液晶3配置側と反対側に、ITO膜からなる透明電極7が配置され、さらにこの透明電極7上に、発光層6である有機EL層がストライプ状に設けられ、さらに発光層6上にパターニングされない金属電極5が設けられている。上記基板1のもう一方の面上には、偏光機能層13(ここでは偏光板が用いられているので、本実施例では以後偏光板13と記載する)が配置され、該偏光板13の全面にITO膜からなる対向電極11が設けられている。さらに、該対向電極11上には、液晶3を配向させるための配向膜15が設けられている。

10

15

20

一方、ガラスからなる基板 2 の液晶 3 配置側の面上には、TFT8およびこれらTFT8を繋ぐ配線が配置されている。各TFT8は走査電極 (ゲート電極) 9 および信号電極 (ソース電極) (図 6 には図示されていない)で繋がっている。また、各画素毎にITO膜からなる画素電極 1 2 が配置され、さらにその上に配向膜 1 5 が設けられている。また、基板 2 のもう一方側の面上には、偏光板 1 4 が配置されている。

上記液晶 3 の液晶材料としては、TN型表示用ネマティック液晶が用いられている。尚、走査電極(ゲート電極) 9 もしくは信号電極(ソース電極)(図 6 には図示されていない)のどちらかを光出力層のストライプ配置方向と一致させることが重要であるので、本実施例においては、走査電極(ゲート電極) 9 と光出力層 4 のストライプ配置方向を一致させている。

次に、上記した、図 6 に示されているセル (光制御素子)を作製する 具体的な手順について説明する。方法としては、大きく分けて次の 2 つ が考えられる。

- (1) 有機 E L 層を形成した後、T F T 基板を貼り合わせる。
- (2) TFT基板を貼り合わせた後、有機EL層を形成する。

以下に、これらの方法を詳しく説明する。尚、TFT基板とは、基板2にTFT8、ゲート電極9、ソース電極10、画素電極12、配向膜15等が形成された基板のことである。

まず、(1)有機EL層を形成した後、TFT基板を貼り合わせる方法について、図10(a)ないし図10(h)、および図11(a)および図11(b)に基づいて説明する。

まず、第1の工程としてガラスからなる基板1(図10(a)参照)

の一方側の面上に、有機 E L 素子 (光出力層 4) の駆動用電極 (透明電極 7) として I T O 膜を成膜し、フォト工程によりパターンを形成する (図10(b)参照)。尚、基板 1は、視差のない良好な表示を可能とするため、なるべく薄い方がよい。

5

次に、第2の工程として、基板1の他方の面上に偏光板13を形成し(図10(c)参照)、その上に液晶駆動用の対向電極11をITO膜にて形成する(図10(d)参照)。尚、この第2の工程においては、液晶駆動用の対向電極11を形成した後に偏光板13を形成してもよい。

10

次に、第3の工程として、対向電極11上に液晶3を配向させるための配向膜15を成膜し、ラビングを行う(図10(e)参照)。この配向膜15としては、先に形成した偏光板13を考慮して、低温焼成で成膜可能な材料を用いることが好ましい。次に、必要があれば、配向膜15を保護するためのラミネートフィルム18を貼り付ける(図10(f)参照)。

15

次に、第4の工程として、透明電極7上に、発光層6として有機EL層をストライプ状に形成した(図10(g)参照)後、有機EL素子(光出力層4)の駆動用電極の陰極である金属電極5を形成する(図10(h)参照)。更にこの後、発光層6側を封止基板(図示せず)によって覆うことが好ましい。これは、有機ELの劣化を防ぐためである。尚、上記発光層6は、1本毎にRGBに発光する層にて形成されている。

20

次に、第5の工程として、TFT基板を貼り合わせる(図11 (a) 参照)。このとき、配向膜保護用のラミネートフィルム18が貼り付けられている場合は剝がしてから、TFT基板と貼り合わせる。尚、上記第3の工程の説明では、ラミネートフィルム18を貼り付ける前にラビ

10

15

20

ングを行うとしたが、ラミネートフィルム18を剝がした後にラビングすることも可能である。

第6の工程として、その後、偏光板14を基板2上に形成し、基板の貼り合わせ終了後に液晶3としてTN型表示用ネマティック液晶を注入する(図11(b)参照)。このとき、発光層6側が封止基板によって覆われている場合に真空注入を行なうと、この封止基板が内圧によって割れる場合がある。このため、液晶材料を注入する場合、液晶の注入口の逆側から排気を行いながら注入することが好ましい。また、TFT基板を貼り合わせる時に、液晶材料を予め滴下しておき、TFT基板を貼り合わせる、いわゆる滴下注入も有力な手段である。

次に、(2) TFT基板を貼り合わせた後、有機 E L 層を形成する方法について、図12(a) ないし図12(e)、および図13(a) ないし図13(c)に基づき説明する。

まず、第1の工程としてガラスからなる基板1 (図12 (a)参照)の一方側の面上に、有機EL素子(光出力層4)の駆動用電極(透明電極7)としてITO膜を成膜し、フォト工程によりパターンを形成する(図12 (b)参照)。尚、基板1は、視差のない良好な表示を可能とするため、なるべく薄い方がよい。

次に、第2の工程として、基板1の他方の面上に偏光板13を形成し (図12(c)参照)、その上に液晶駆動用の対向電極11をITO膜 にて形成する(図12(d)参照)。尚、この第2の工程においては、 液晶駆動用の対向電極11を形成した後に偏光板13を形成してもよい。

次に、第3の工程として、対向電極11上に液晶3を配向させるための配向膜15を成膜し、ラビングを行う(図12(e)参照)。この配

10

15

20

向膜15としては、先に形成した偏光板13を考慮して、低温焼成で成膜可能な材料を用いることが好ましい。

次に、第4の工程としてTFT基板を貼り合わせる(図13(a)参照)。

次に、第5の工程として、透明電極7上に発光層6としての有機EL層を形成する(図13(b)参照)。形成前に、透明電極7の洗浄が必要な場合には液晶の注入口をふさぎ、洗浄液が配向膜15との間に侵入しないようにする必要がある。その後、有機EL層を蒸着によって形成する場合には、全体をチャンバーの中に入れて真空にする必要がある。この時、侵入口をふさいだ状態であると、内圧によって基板が割れる可能性がある。このため、注入口をふさいでいる物を取り除く必要がある。有機EL層を形成した後、有機EL素子(光出力層4)の駆動用電極の陰極である金属電極5を形成する(図13(b)参照)。更にこの後、発光層6側を封止基板(図示せず)によって覆うことが望ましい。これは、有機EL層の劣化を防ぐためである。

最後に第6の工程において、基板2上に偏光板14を形成した後、液晶3としてTN型表示用ネマティック液晶を注入する(図13(c)参照)。このとき、発光層6側が封止基板によって覆われている場合に真空注入を行なうと、この封止基板が内圧によって割れる場合がある。このため、液晶材料を注入する場合、液晶注入口の逆側から排気を行いながら注入することが好ましい。

(実施例3)

本発明の第3の実施例について、図7を用いて説明する。図7には、 本実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図が示されている。

10

15

20

本実施例に係る光制御素子は、前記した実施例2に係る光制御素子の構成において、偏光機能層13(本実施例では偏光板が用いられているので、本実施例においては以後、偏光板13と記載する。)と対向電極11との間に、ガラスからなる基板20がさらに配置された構成となっている。その他の構成は、実施例2に係る光制御素子の構成と同じである。

本実施例に係る光制御素子の製造方法について、以下に説明する。

まず、ガラスからなる基板1上にITO膜にて透明電極7形成し、ストライプ状にパターニングする。その後、発光層6として有機EL層を形成する。ここで、発光層6は、一本毎にRGBに発光する層にて形成されている。さらにその上に、パターニングしない金属電極5を形成する。また、ガラス基板20上の全面にITO膜にて対向電極11を形成し、その後、この対向電極11上に液晶3を配向させる為の配向膜15を塗布し、ラビングする。

基板 2 上にTFT 8 およびそれらをつなぐ配線が形成される。各TFT 8 は走査電極 (ゲート電極) 9 および信号電極 (ソース電極) (図 7 には図示されていない。)で繋がっている。また、各画素にはITO膜からなる画素電極 1 2 が形成される。

次に、上記のように作製した基板 2 とガラス基板 2 0 とを貼り合わせ、その間にTN型表示用ネマティック液晶を注入し、周辺を封止する。ガラス基板 2 0 上で、且つ液晶 3 とは反対の面側に偏光板 1 3 を形成し、さらに、この偏光板 1 3 上に基板 1 を貼り合わせる。ここで、走査電極(ゲート電極) 9 もしくは信号電極(ソース電極)(図 7 には図示されていない。)のどちらかを光出力層 4 のストライプ配置方向と一致させ

10

15

20

ることが重要である。本実施例3においては、走査電極(ゲート電極) 9と光出力層4のストライプ配置方向を一致させている。

(実施例4)

本発明の第4の実施例として、図1(a)、図1(b)に示されている光制御素子を、図4に示されているようなインパルス型の表示方法にて駆動する場合について説明する。

本実施例における駆動方法は、ゲート電極(走査電極G1, G2, G3, ・・・)より順次信号を送り、ゲートをONする。これに同期させてソース電極(信号電極S1, S2, S3, ・・・)より画素の求める表示状態に応じたデータ信号をソース電極より送ってマトリクス表示する。画素に印加される電圧の例を画素(G1-S1, G2-S1, ・・・)について示す。画素に印加される電圧に応じて光透過量が制御される。尚、図4に示す表示方法においては、TFT8がn本のゲート電極を持つものとして描かれている。電極より信号を送って表示内容を液晶部分に送っている間は光出力層4は光らせないでおく。そして、液晶部分が表示内容に対応した状態になった後(信号に対して液晶が十分に応答しきった後)に、光出力層4から発光させる。このようにすると、インパルス型の表示が実現する。

(実施例5)

本発明の第5の実施例として、図1(a)、図1(b)に示されている光制御素子を、図5に示されているような、光出力層4の発光期間を変えるインパルス型の表示方法にて駆動する場合について説明する。

ゲート電極 (走査電極 G 1, G 2, G 3, ・・・) より信号を送り、 ゲートを O N する。これに同期させて画素の求める表示状態に応じたデ . 5

10

15

20

ータ信号をソース電極(信号電極S1,S2,S3,・・・)より送ってマトリクス表示する。画素に印加される電圧の例を画素(G 1 - S 1,G 2 - S 1,・・・)について示す。画素に印加される電圧に応じて光透過量が制御される。ゲートをOFFして一定時間後に、発光層6から光を出力する(図 5 中、OP1と示す)。すなわち、各ゲート線について、ゲート信号をOFFして、液晶 3 が十分この電圧に応答した後、そのゲート線に対応した発光層6を発光させる。このように、駆動することにより、図 5 のようにインパルス型の表示が実現する。

ここでは、前記光出力層 4 のストライプ配置方向を、走査信号を印加する電極(ゲート電極 9)の方向と一致させている。液晶表示部分の表示内容は、走査信号に対応して表示され、走査のタイミングを、 R G B を構成する走査線毎に異ならせている。それに対応して発光層 6 のタイミングも変化するわけである。

(実施例6)

本発明の第6の実施例として、前記実施例5における光出力層4の発 光タイミングと発光タイミングを異ならせた駆動方法について、以下に 説明する。本駆動方法における光出力層4の発光タイミングは、図5中 にOP2として示すように、光出力層4がRGBの繰り返しになってお り、RGBの3本をまとめて、1組にして発光させるものである。そし て、1組のRGBでは、各ラインともに発光時間を等しくし、次のゲー トのONより前に消光させる。さらに、RGBの3本で1組の表示単位 になるため、その発光期間を同一にし、発光・消光させる場合に、3本 まとめて信号を送り、制御することが可能である。

このように構成することにより、発光層4を制御するためのICドラ

10

15

20

イバー数を減らすことが可能となり、線順次駆動型のインパルス表示を 行うことができる。

さらに、3本より多い数をまとめて制御することも可能である。多数をまとめて駆動するほど、電極および発光層パターンがラフになって表示装置が作り易くなり、制御するためのIC数を少なくすることができるといったメリットが生じることとなる。

(実施例7)

次に、光出力層 4 について、図 1 (a)、図 1 (b)に示す構成とは別の構成を具備する第 7 の実施例を、図 2 (a)、図 2 (b)を用いて説明する。

ガラスからなる基板1に、光出力層として光導波路16を形成し、表示部の構成範囲外に光導波路16と光学的に結合した光源17を配置する。本実施例においては、光源17の発光層6として有機ELを用いた例を示している。

次に、配向膜(図2(a)、図2(b)では省略)を形成し、その配向膜をラビングし、該配向膜上に二色性色素を混合した反応性液晶高分子を塗布する。これによって反応性液晶高分子および混入された二色性色素が一方向に配列する。つぎに光照射によって高分子を重合させることにより、高分子が一方向に配列した状態が固定され、偏光機能層13(本実施例では偏光板が用いられているので、本実施例においては以後偏光板13と記載する。)になる。さらにこの偏光板13上に、ITO膜にて対向電極11を形成し、所定の形状にパターニングする。さらに配向膜15を塗布し、ラビングする。

一方、基板2上にITO膜をパターニングして画素電極12を形成す

10

15

20

る。次に、上記で作製した基板1および基板2を貼り合わせ、液晶3として反強誘電性液晶を注入する。ここで、走査電極(ゲート電極)もしくは信号電極(ソース電極)(両電極は図2には図示されていない)のどちらかを、光出力層として機能する光導波路16のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例においては、走査電極(ゲート電極)と光導波路16のストライプ配置方向とを一致させている。

本発明に係る光制御素子は、以上のように、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向が走査信号を印加する電極の方向と一致している。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する電極に対応する光出力層毎に発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することができる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

10

15

20

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明に係る光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成され、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極の方向と一致している構成とすることも可能である。

上記の構成によれば、光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することもできる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

10

15

20

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタに よる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能 となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

さらに、本発明の光制御素子は、上記アクティブ素子が上記第2の基板上に形成されることが好ましい。

例えばTFT等のアクティブ素子を作製する場合、そのプロセス温度は高い。従って、上記のように、光出力層が配置された第1の基板ではなく第2の基板にアクティブ素子を形成することにより、熱プロセスによる問題が発生しにくくなる。さらに、光出力層やアクティブ素子の歩留りは100%になりにくいことから、両者を同一の基板に作製すると歩留りが低下してしまう。そこで、上記構成のように、それぞれを第1の基板と第2の基板とに分けて配置することで、歩留りの低下を抑制することもできる。

また、本発明の光制御装置は、上記第1の基板に偏光機能を有する層が形成されていることが好ましい。この構成により、例えばアクティブ素子が第2の基板に作製された場合の、熱プロセスによる問題の発生を抑制することができる。

さらに、本発明の光制御素子は、前記第1の基板上に形成された光出力層が、有機 E L 、無機 E L 、および F E D の発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層により構成されており、第1の基板上に、第1の電極膜、上記発光層、および第2の電極膜がこの順に形成され、該

10

15

20

第1の電極膜と第2の電極膜間に電圧が印加されることにより、上記発 光層が発光することが好ましい。

上記の構成のような発光層は厚さを薄く形成できるので、光制御素子 全体の厚さを低減させることが可能となる。

さらに、本発明の光制御素子は、前記第1の基板上に形成される光出力層が、光導波路と、該光導波路に結合されかつ非表示部領域に配置された光源との組み合わせにより構成されることが好ましい。

上記の構成により、発光部分(光源)を基板の一部分に設け、そこから発光した光を光導波路によってストライプ状に形成された出力部分へと導くことができるため、さらなる軽量化を実現することができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。

上記方法のように、光出力層から発光される時間を上記のように限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上4 0%以下であることがより好ましい。

光出力層から発光される時間をさらに上記のように限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆

WO 00/60408 PCT/JP00/01687

動方法において、各走査線に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了するようにすることもできる。

上記の方法によれば、光出力層の走査を、走査線毎に印加される走査 信号に対応させて行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができる。これにより、インパルス型表示を実現す ることが可能となる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法としては、異なる波長の光出 力層を複数本まとめて同時に発光させる方法が好ましい。

上記の方法により、制御するためのICの数を少なくすることができる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。

尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用可能性

5

10

15

20

以上のように、本発明に係る光制御素子およびその駆動方法によれば、 有機 E L と液晶とを組み合わせたディスプレイにおいてインパルス型表

示を実現できるので、動画表示時に発生する尾引きや輪郭のボケなども 防いで、画像品位が向上した製品の提供が可能となる。

また、光出力層が組み込まれているので、バックライト等の光源を別途設ける構成よりも薄型化、軽量化、低消費電力化される。さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に波長の異なる光を出力させることにより、カラーフィルタが不要となるため、さらなる低消費電力化が実現されたディスプレイを実現できる。

10

15

20

請 求 の 範 囲

1. 少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成された光制御素子において、

前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向が走査信号を印加する電極の方向と一致していることを特徴とする光制御素子。

2. 少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、

前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成され、

前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極の 方向と一致していることを特徴とする光制御素子。

- 3. 上記アクティブ素子が、上記第2の基板上に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 4. 上記第1の基板に、偏光機能を有する層が形成されたことを特徴とする請求項1ないし3の何れか1つに記載の光制御素子。
- 5. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ

10

15

20

り構成されており、

第1の基板上に、第1の電極膜、上記発光層、および第2の電極膜がこの順に形成され、該第1の電極膜と第2の電極膜間に電圧が印加されることにより、上記発光層が発光することを特徴とする請求項1ないし3の何れか1つに記載の光制御素子。

6. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ り構成されており、

第1の基板上に、第1の電極膜、上記発光層、および第2の電極膜がこの順に形成され、該第1の電極膜と第2の電極膜間に電圧が印加されることにより、上記発光層が発光することを特徴とする請求項4に記載の光制御素子。

- 7. 前記第1の基板上に形成される光出力層が、光導波路と、該光導波路に結合されかつ非表示部領域に配置された光源との組み合わせにより構成されることを特徴とする請求項1ないし3の何れか1つに記載の光制御素子。
- 8. 前記第1の基板上に形成される光出力層が、光導波路と、該光導波路に結合されかつ非表示部領域に配置された光源との組み合わせにより構成されることを特徴とする請求項4に記載の光制御素子。
- 9.1つの光出力層から出力される光のスペクトルが、該光出力層の場所に応じ、周期的に異なることを特徴とする請求項1に記載の光制御素子。
- 10.一つの光出力層から出力される光のスペクトルが、各画素毎に、周期的に異なることを特徴とする請求項9に記載の光制御素子。

10

- 11.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 12. 請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 13. 請求項1または2に記載の光制御素子において、各走査線に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに前記光出力が終了することを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 14.請求項1または2の何れか1つに記載の光制御素子において、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の光出力層を複数本まとめて同時に発光させることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 15 15. 複数個の光出力層の色がR、G、Bのいずれかによって構成され、 該R、B、Gの色が周期的に繰り返されることを特徴とする請求項14 に記載の光制御素子の駆動方法。

WO 00/60408

図 1 (a)

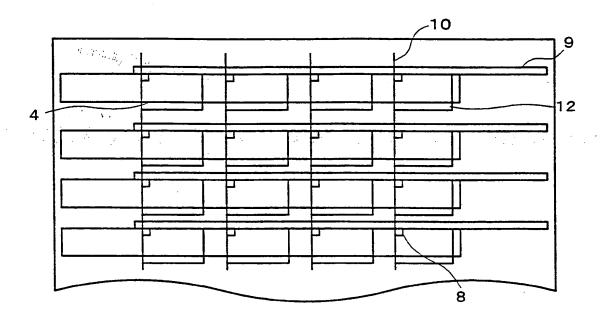


図 1(b)

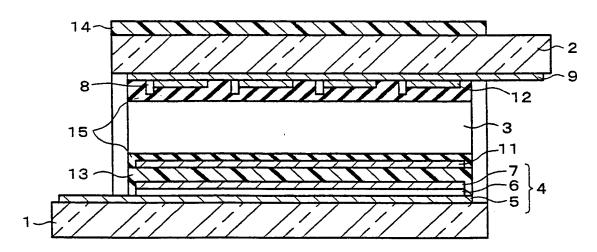


図 2 (a)

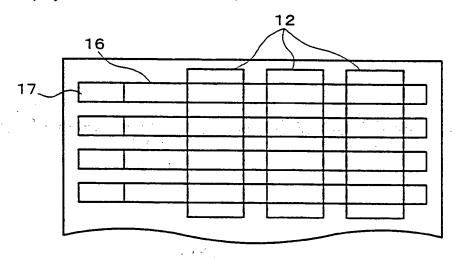


図 2(b)

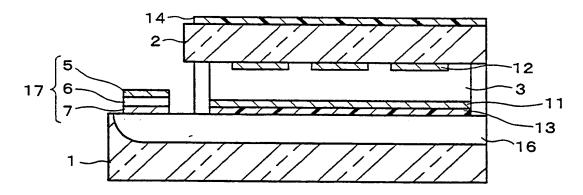
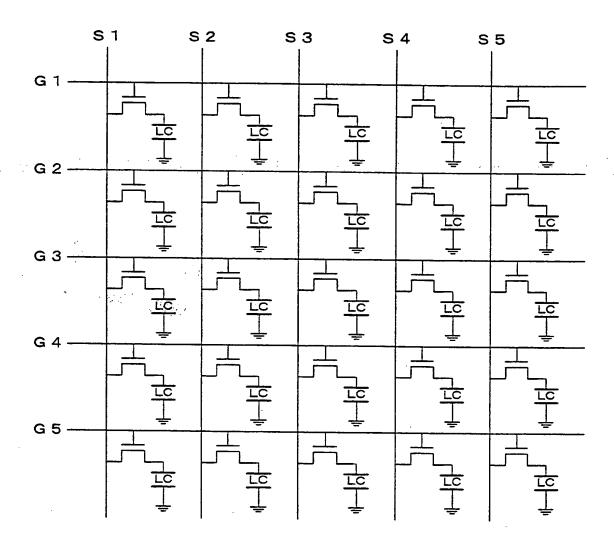
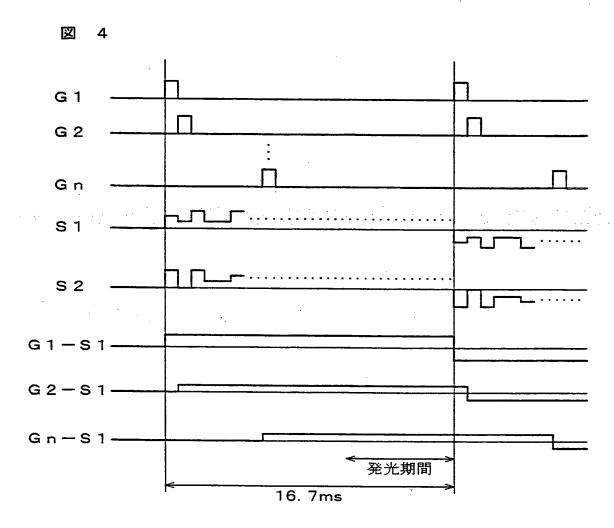


図 3



4/14



5/14

図 5

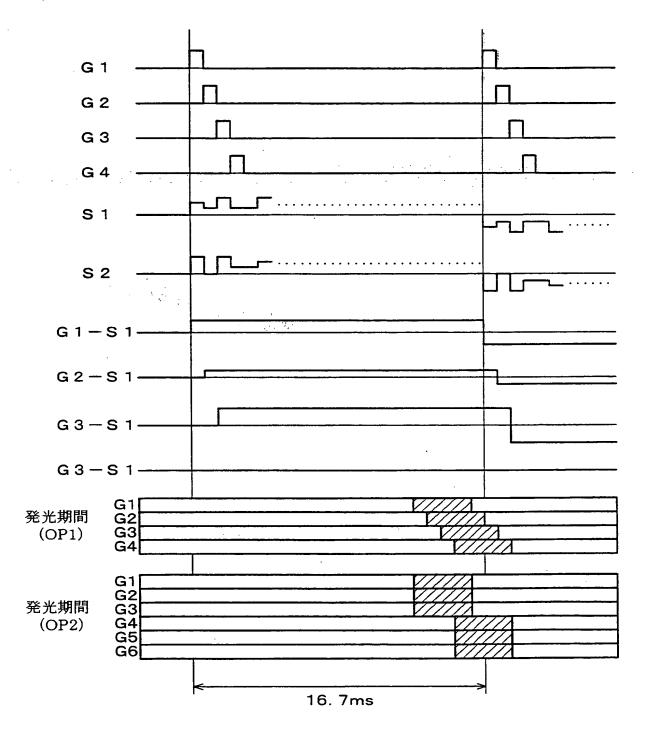


図 6

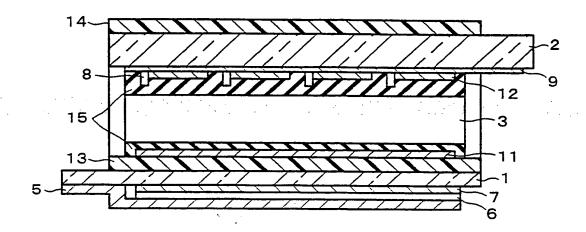
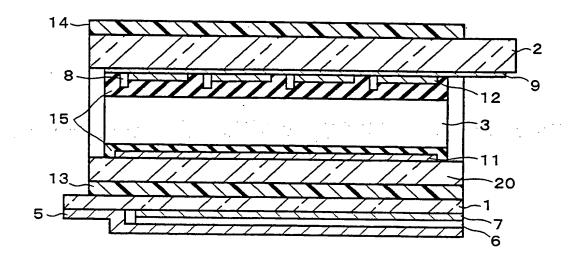


図 7



8/14

図 8 (a)

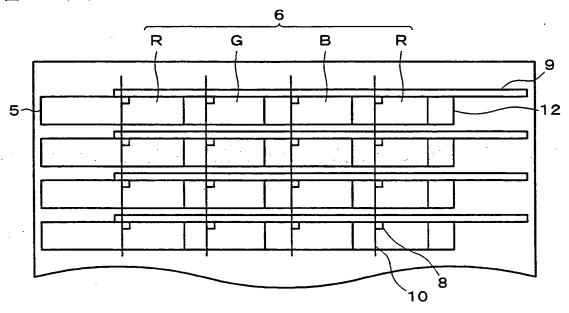
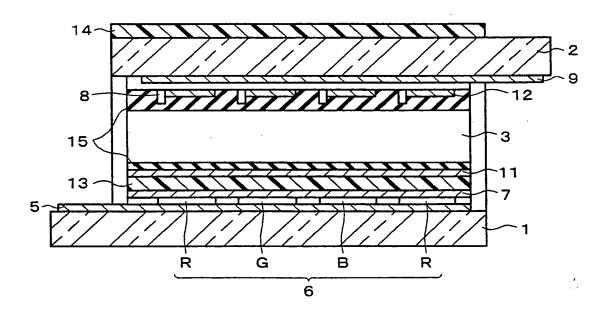


図 8 (b)



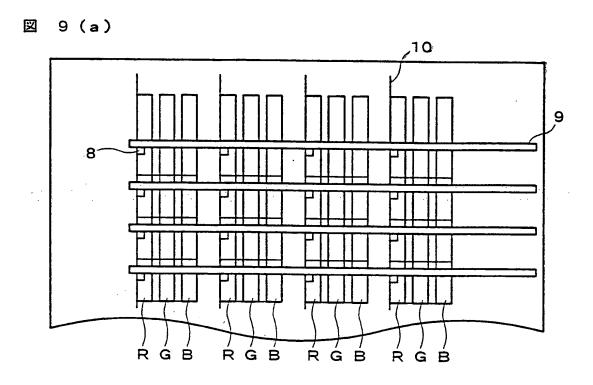
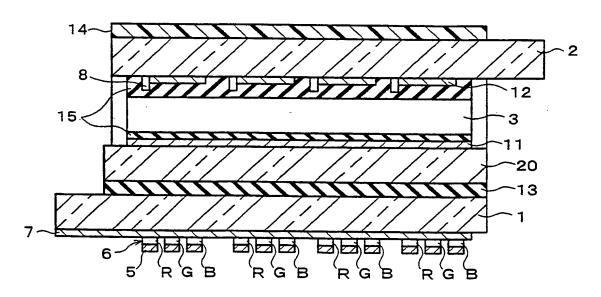
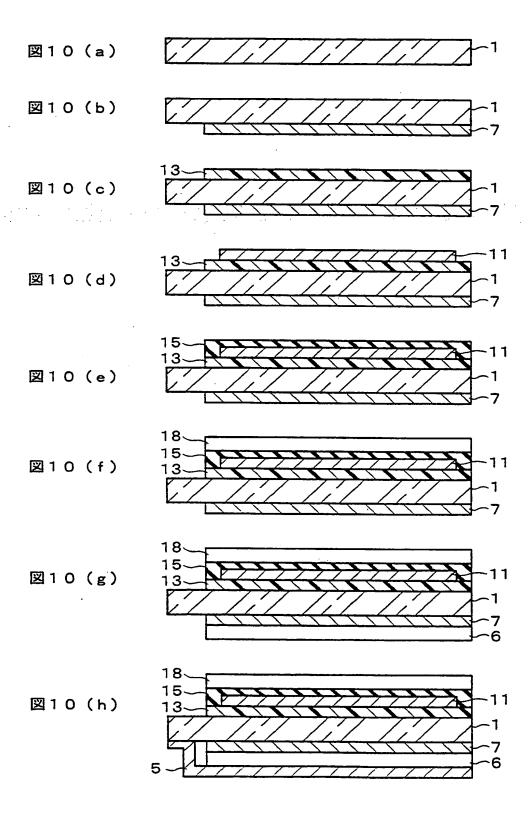


図 9 (b)





PCT/JP00/01687

図11(a)

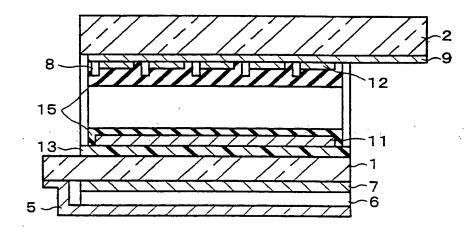
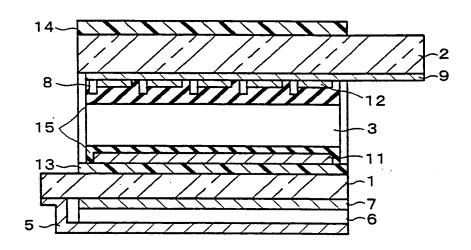
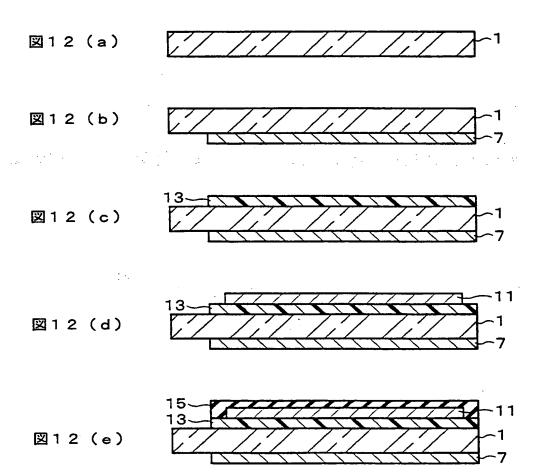


図11(b)





PCT/JP00/01687

13/14

図13 (a)

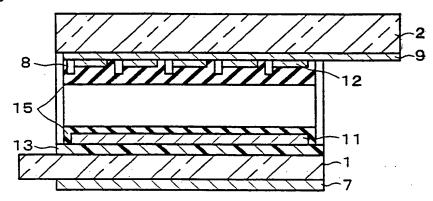


図13(b)

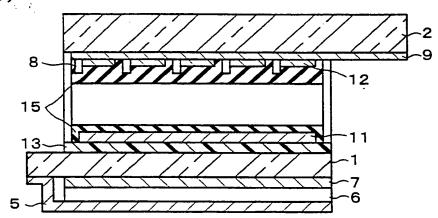
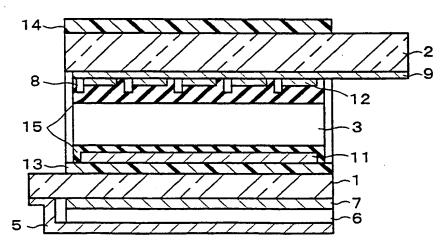
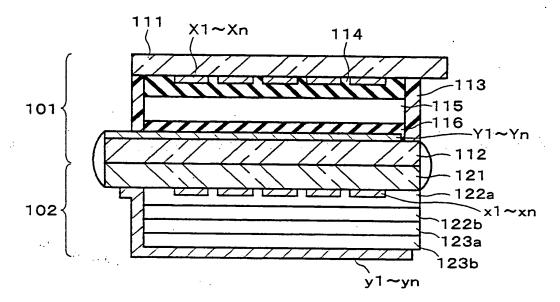


図13(c)



PCT/JP00/01687

図14



and the first of the control of the second of the control of the c

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/01687

				100,0100,
A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .Cl ⁷ G02F 1/1335			
	G02F 1/1335 G02F 1/133 535			
According	Variational Parama Classification (IDC) on to heat			
	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and	IPC	
Minimum o	documentation searched (classification system followe	d by classification symbol	le)	
Int	.Cl' G02F 1/1335	a o, e	3,	
	G02F 1/133 535			
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the	he extent that such docume	ents are included	in the fields searched
7108	suyo Shinan Koho 1926-2000 ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1995		DITIO W 1	III tile Helds soulends
Electronic	data base consulted during the international search (na	me of data base and, where	e practicable, sea	rch terms used)
		•	•	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant	passages	Relevant to claim No.
Y	<pre>JP, 62-35325, A (Canon Inc.), 16 February, 1987 (16.02.87),</pre>			1-15
l	page 2, upper left column, lin	es 5 to 12; pag	ra 2.	
	lower left column, line 19 to	lower right col	מחוו	1
	line 9, page 2, lower right coupper left column, line 8; pag	e 3. lower left	COlumn	
	line 1 to page 4, upper left c	olumn, line 19;	COLUMNI,	
	Figs. 1, 4, 9 (Family: none)			
Y /	JP, 6-222360, A (SEIKO EPSON C	ORPORATION),		1-15
	12 August, 1994 (12.08.94), page 2, right column, line 44 to	left colu	1500	
	13; page 3, right column, line 1	6 to page 4. left		
	line 3; Figs. 1, 5, 8 (Family	: none)		
Y /	JP, 10-186310, A (Canon Inc.),			1-15
`	14 July, 1998 (14.07.98),	- 3 6	- 1	
	page 2, right column, line 41 to 3 49; Figs. 1 to 4 (Family: non	page 3, left com ne)	umn, line	
	_			
• /	JP, 6-186561, A (Nippon Motoro) 08 July, 1994 (08.07.94),	la Ltd.)		1-8,10-15
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family a	annex.	
* Special	categories of cited documents:	"T" later document public	shed after the inten	national filing date or
consider	nt defining the general state of the art which is not ed to be of particular relevance	priority date and not understand the princi	in conflict with the	application but cited to
"E" earlier d date	ocument but published on or after the international filing	"X" document of particula	ar relevance; the cl	laimed invention cannot be ed to involve an inventive
"L" docume cited to	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	step when the docum	nent is taken alone	
special i	reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve	e an inventive step	aimed invention cannot be when the document is
means		combined with one or combination being ob	or more other such di byious to a person s	documents, such skilled in the art
than the	nt published prior to the international filing date but later priority date claimed	"&" document member of	the same patent fa	mily
Date of the ac	ctual completion of the international search pril, 2000 (04.04.00)	Date of mailing of the in	ternational searc	h report
0 .	JIII, 2000 (04.04.00)	18 April, 2	:000 (18.04	4.00)
Name and ma	ailing address of the ISA/	Authorized officer		
	nese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No		Telephone No.		
	,	**************************************		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/01687

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
	page 3, left column, line 16 to page 3, right column, line 3; Figs. 1, 2 (Family: none)	
Y	JP, 2-111922, A (Fujitsu Limited), 24 April, 1990 (24.04.90), page 3, upper right column, line 11 to page 3, lower right column, line 7; page 3, lower right column, line 17 to page 4, upper left column, line 4; Fig.2(a),(b); Fig. 3 (Family: none)	7,8
Y	JP, 11-64820, A (NEC Corporation), 05 March, 1999 (05.03.99), page 2, right column, line 34 to page 3, left column, line 3; Fig. 5 (Family: none)	10
	THIS PAGE BLANK ""	
	·	
	SA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/01687

A. 発明の	属する分野の分類(国際	特許分類(I	PC))					-			
	Int. Cl7		1/13:		5 3 5						
B. 調査を行											
調査を行った	最小限資料(国際特許分	類(IPC))								
	Int. Cl'		1/13:		5 3 5						
最小限資料以外	トの資料で調査を行った	分野に含まれ	るもの								
	日本国実用新案公報 日本国公開実用新案公報	1 1	9 2 6 - 2 9 7 1 - 1	0 0 0 9 9 5	年 年	· ·			*		
国際調査で使用	 用した電子データベース	(データベー	-スの名称、	調査に	使用した	———— 用語)					
C. 関連する											
引用文献の			·			·		-		する	
カテゴリー*									請求の勧		
Y	JP,62-3 月.1987(1 同頁左下欄第19 左上欄第8行,同 図,第4図,第9	6.02. 行〜右下橌 頁左下欄第	87), 第9行, 第1行~第	第2 同頁 第4頁	頁左上標 右下欄第	関第 5 ~ § 1 6 行	√1 2行 「~第3	·.	1	1 5	
Y	JP, 6-22 2.8月.199 第3頁左欄第13 1図,第5図,第	4(12. 行,第3頁	08.9)4) .6行	, 第2頁	石欄第	544行	·~	1 -	1 5	
Y	JP, 10-1	86310), A (‡	トヤノ	ン株式会	ὲ社),	14.	7	1 -	1 5	
X C欄の続き	さにも文献が列挙されて	いる。			パテント	ファミリ	一に関す	る別紀	氏を参照	•	
もの 「E」国際出版 以後に在 「L」優先権 文献 で 「O」口頭に。	のカテゴリー 車のある文献ではなく、 質日前の出願または特許 公表されたもの 主張に疑義を提起する文 (は他の特別な理由を確 里由を付す) よる開示、使用、展示等 質日前で、かつ優先権の	であるが、国 献又は他の文 立するために に言及する文	I際出願日 献の発行 引用する	ſΧ _J	の国て論特の特上よ同の問題理関規関文でパの出願理関規関文でパークリアののは、	日矛のアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスのアスの	先も引献性献業い日の用でがで者と後ですあなあに考といった。	なもてとてっられくの、考、てれるの、考、てれる	発明の原 該文献の られるも 該文献と	類型又 みで っの :他の	は理 発明 1以
国際調査を完了		04.00		国際認	質査報告の	発送日	18	.04	.00		
日本国	D名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-891			特許庁	宇宙 音(音)		る職員) 夫		<u></u>	8 1	06
東京和	部千代田区霞が関三丁目	4番3号	[電話番	¥号 03	-358	1 - 11	0 1	内線 3	3 2 9	3

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/01687

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する
7-7 T	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 月、1998 (14.07.98),第2頁右欄第41行~第3頁	請求の範囲の番号
	左欄第49行,第1-4図(ファミリーなし)	
Y	JP, 6-186561, A (日本モトローラ株式会社), 8. 7月. 1994 (08. 07. 94), 第3頁左欄第16行~同頁 左欄第2行、第1図 第2図 (ファミル	1-8, 10-15
Y	右欄第3行,第1図,第2図 (ファミリーなし)	7 0
1	JP, 2-111922, A(富士通株式会社), 24.4月. 1990(24.04.90),第3頁右上欄第11行~同頁右下欄第7行,同頁右下欄第17行~第4頁左上欄第4行,第2図	7, 8
	(a), (b), 第3図 (ファミリーなし)	
Y	JP, 11-64820, A (日本電気株式会社), 5. 3月. 1999 (05. 03. 99), 第2頁右欄第34行~第3頁左欄	10
	第3行、第5図(ファミリーなし)	
·		
İ		
:		

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年03月16日 (16.03.2000) 木曜日 11時17分17秒

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	
0-2	国際出願日	
		· ·
0-3	(受付印)	
		<u></u>
0-4	様式-PCT/RO/101	
	この特許協力条約に基づく国	
	際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.90
0-5		(updated 08.03.2000)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許	
	協力条約に従って処理されるこ	
	とを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受	日本国特許庁(RO/JP)
	理官庁	
0-7	出願人又は代理人の書類記号	99R00636
7	発明の名称	光制御素子及びその駆動方法
П	出題人	CONTRACT AND CAPERITION
I I-1	この欄に記載した者は	山麻 トガキス /annliannt antu)
I I - 2		出願人である (applicant only)
11-2	右の指定国についての出願人で	米国を除くすべての指定国(all designated
	ある。	States except US)
II-4ja	名称	シャープ株式会社
II-4en	Name	SHARP KABUSHIKI KAISHA
II-5ja	あて名:	
11 0,4	め (石 .	<u>545-85</u> 22
		大阪府 大阪市
		阿倍野区長池町22-22
I I-5en	Address:	22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku,
		Osaka-shi, Osaka 545-8522
		Japan
I I – 6	国籍(国名)	日本国 JP
I I – 7	住所(国名)	日本国 JP
1 I -8	電話番号	06-6621-1221
I I –9	ファクシミリ番号	
111-1	1 -	06-6606-5827
	その他の出願人又は発明者	
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and
		inventor)
111-1-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
	一ある。	小MMA700 (09 0111A)
111-1-4ja		向殿· 大选
III-1-4en	Lev-tr (XT-tr)	向殿 充浩
	name (Bhot, 1113t)	KODEN, Mitsuhiro
III-1-5ja	あて名:	277-0827 日本国
		千葉県 柏市
		松葉町3-15-4-501
III-1-5en	Address:	1 1 1 1 1 1
1 0011	nuuress.	3-15-4-501, Matsuba-cho,
		Kashiwa-shi, Chiba 277-0827
		Japan
111-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-1-7	住所(国名)	
	「江川(四石)	日本国 JP

V-2

(他の種類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載す

原本 (出願用) - 印刷日時 2000年03月16日 (16.03.2000) 木曜日 11時17分17秒 111-2 その他の出願人又は発明者 111-2-1 この欄に記載した者は 出願人及び発明者である(applicant and inventor) 111-2-2 右の指定国についての出願人である。 米国のみ (US only) 氏名(姓名) III-2-4ja 加邊 正章 111-2-4en Name (LAST, First) KABE, Masaaki III-2-5ja あて名: 277-0872 日本国 千葉県 柏市 十余二287-259-401 III-2-5en | Address: 287-259-401, Toyofuta, Kashiwa-shi, Chiba 277-0872 Japan 111-2-6 国籍(国名) 日本国 JP III-2-7 住所(国名) 日本国 JP TV-1 代理人又は共通の代表者、通 知のあて名 下記の者は国際機関において右 代理人 (agent) 記のごとく出願人のために行動 する。 氏名(姓名) IV-1-1 ja 原 謙三 IV-1-1en Name (LAST, First) HARA, Kenzo IV-1-2ja あて名: 530-0041 日本国 大阪府 大阪市 北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル 原謙三国際特許事務所 IV-1-2en HARAKENZO PATENT LAW FIRM Address: Daiwa Minamimorimachi Building, 2-6, Tenjinbashi 2-chome Kita, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0041 Japan 17-1-3 電話番号 06-6351-4384 IV-1-4 ファクシミリ番号 06-6351-5664 IV-1-5 電子メール kenzopat@mars. dti. ne. jp 国の指定 V-1 広域特許 EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT (他の種類の保護又は取扱いを LU MC NL PT SE 求める場合には括弧内に記載す 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国 る。)

である他の国

CN KR US

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年03月16日(16.03.2000) 木曜日 11時17分17秒

/-5	指定の確認の宣言	T	
	出願人は、上記の指定に加えて		
	一、規則4.9(b)の規定に基づき、		
	特許協力条約のもとで認められ		
	る他の全ての国の指定を行う。	1	
	る他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指		
	定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件と		
	追加される指定が確認を条件と		
	していること、並びに優先日か ら15月が経過する前にその確認		
	515月が経過する前にその催認		
	がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取		
	の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる		
	ことを宣言する。	1	
-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)	
I-1	先の国内出願に基づく優先権	(10.12)	
	主張		
/I-I-I	先の出願日	1999年03月31日 (31.03.1	999)
11-1-2	先の出願番号	特願平11-090522	
/1-1-3	国名	日本国 JP	
/I-2	先の国内出願に基づく優先権		
	主張		
11-2-1	先の出願日	2000年02月01日 (01.02.2	000)
1-2-2	先の出願番号	特願2000-024406	
1-2-3	国名	日本国 JP	
11-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
/111	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
111-1	願書	4	-
/III-2	明細書	34	
/111-3	請求の範囲	3	
/111-4	要約	1	abst99636. txt
/111-5	図面		
111-7	1	14	<u> - </u>
111-1	合計	56	
	添付書類	添付	添付された電子データ
111-8	手数料計算用紙	✓	-
VIII-12	優先権証明書	優先権証明書 VI-1,	-
		VI-2	
/III-16	PCT-EASYディスク	_	フレキシブルディスク
/111-17	その他	納付する手数料に相当す	-
		る特許印紙を貼付した書	1
		回の存むで表を思うした。	· ·
VIII-17	その他		
	その他	国際事務局の口座への振	-
77 T T T T T T T T T T T T T T T T T T		込を証明する書面	<u> </u>
VIII-18	要約書とともに提示する図の 番号	1 (b)	
7111-19	番号 国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)	· · · · · ·
X-1	提出者の記名押印		
-	TEMP VICTOR	1572 7	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	المتيسر
			TI)
X-1-1	氏名(姓名)	原謙三	jengenja j najemani serijema mentenja

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年03月16日 (16.03.2000) 木曜日 11時17分17秒

99R00636

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書 類の実際の受理の日	
	類の実際の受理の日	
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理 の日	
10-5	出願人により特定された国際 調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	
	,	国際事務局記入欄
11-1	記録原本の受理の日	



3/4

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年03月16日 (16.03.2000) 木曜日 11時17分17秒

99R00636

			•
V-5	指定の確認の宣言		
	出願人は、上記の指定に加えて		
	、規則4.9(b)の規定に基づき、		
	特許協力条約のもとで認められ		
	る他の全ての国の指定を行う。		
	ただし、V-6欄に示した国の指		
	定を除く。出願人は、これらの		
	追加される指定が確認を条件と		
	していること、並びに優先日か		
	ら15月が経過する前にその確認		
	がなされない指定は、この期間		
	一の経過時に、出願人によって取	ļ	
	一り下げられたものとみかされる		
	ことを宣言する。		
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)	
VI-I	先の国内出願に基づく優先権		
	主張		
VI-1-1	先の出願日	1999年03月31日 (31.03.1	999)
VI-1-2	先の出願番号	特願平11-090522	444/
VI-1-3	国名		
VI-2	1	日本国 JP	
V1-2	先の国内出願に基づく優先権		
VI-2-1	主張		
	先の出願日	2000年02月01日 (01.02.2	000)
VI-2-2	先の出願番号	特願2000-024406	
VI-2-3	国名	日本国 JP	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	——————————————————————————————————————
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-1	願書	4	_
VIII-2	明細書	34	_
VIII-3	請求の範囲	3	
VIII-4	要約	3	_
VIII-5			abst99636. txt
	図面	14	_
VIII-7	合計	56	
	添付書類	添付	添付された電子データ
8-111A	手数料計算用紙	√	_
VIII-12	優先権証明書	優先権証明書 VI-1,	_
•	ICC / GTIES INC. 771 ET	使元性証券者 ▼1-1, VI-2	_
VIII-16	DOT DACY—	A1_7	
	PCT-EASYディスク	<u> </u>	フレキシブルディスク
VIII-17	その他	納付する手数料に相当す	-
		る特許印紙を貼付した書	1
		面	
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振	
		は原子切向の口座への歌	_
VIII-18	一带经事上上上上二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	込を証明する書面	<u> </u>
4111-10	要約書とともに提示する図の 番号	1 (b)	
VIII-19	国際出願の使用言語名:		
111-13		日本語(Japanese)	
1 W = 1	提出者の記名押印	and the same of th	t and the second
			The graph of the control of the cont
1X-1-1	氏名(妣タ)	原 除三	Manual Control of the
	氏名(姓名)	原 滕三	PLATE :



 $P \ C \ T$

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 99R00636	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。								
国際出願番号 PCT/JP00/01687	国際出願日 (日.月.年) 17.03.00	優先日 (日.月.年) 31.03.99							
出願人(氏名又は名称)	シャープ株式会社								
1	国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。								
この国際調査報告は、全部で3	ページである。								
この調査報告に引用された先行	技術文献の写しも添付されている。								
	くほか、この国際出願がされたものに基- れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査								
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次のP 面による配列表	配列表に基づき国際調査を行った。							
	れたフレキシブルディスクによる配列表	ŧ							
	関に提出された書面による配列表								
	後関に提出されたフレキシブルディスクに こる配列表が出願時における国際出願の開	よる配列表 引示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 							
1	た配列とフレキシブルディスクによる配	2列表に記録した配列が同一である旨の陳述							
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参照)。								
3. 発明の単一性が欠如してい	ハる(第Ⅱ欄参照)。								
4.発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを承認する。								
□ 次	こ示すように国際調査機関が作成した。	·							
-									
5. 要約は 🗓 🗓	願人が提出したものを承認する。								
国		第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。							
6. 要約書とともに公表される図は、 第 1 (a) 図とする。		□ なし							
	願人は図を示さなかった。								
区 本日	図は発明の特徴を一層よく表している。								

国際事務局

(International Publication)

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7 G02F 1/1335, 1/133

A1

(11) 国際公開番号

WO00/60408

(43) 国際公開日

2000年10月12日(12.10.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/01687

(22) 国際出願日

2000年3月17日(17.03.00)

(30) 優先権データ

特願平11/90522 特願2000/24406 1999年3月31日(31.03.99)

2000年2月1日(01.02.00)

JP JР

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

シャープ株式会社(SHARP KABUSHIKI KAISHA)[JP/JP]

〒545-8522 大阪府大阪市阿倍野区長池町22-22 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

向殿充浩(KODEN, Mitsuhiro)[JP/JP]

〒277-0827 千葉県柏市松葉町3-15-4-501 Chiba, (JP)

加邉正章(KABE, Masaaki)[JP/JP]

〒277-0872 千葉県柏市十余二287-259-401 Chiba, (JP)

(74) 代理人

原 謙三(HARA, Kenzo)

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル 原謙三国際特許事務所 Osaka, (JP)

CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, (81) 指定国 DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

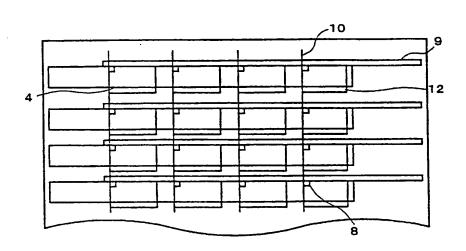
添付公開書類

国際調査報告書

LIGHT-CONTROL DEVICE AND METHOD OF DRIVING (54)Title:

(54)発明の名称 光制御素子及びその駆動方法





(57) Abstract

A light-control element includes liquid crystal (3) between a substrate (1) having a plurality of optical output layers (4) and a transparent substrate (2). Either the substrate (1) or the substrate (2) includes gate electrodes (9) to which a plurality of scanning signals are applied, and either the substrate (1) or the substrate (2) includes source electrodes to which a plurality of signals are applied. The light output layer (4) includes stripes running in the direction of the gate electrodes (9).

F I G. 1 (a)

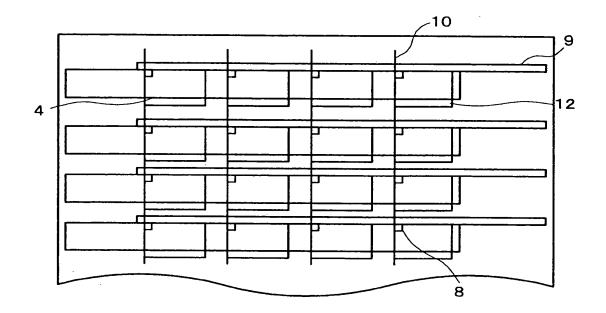
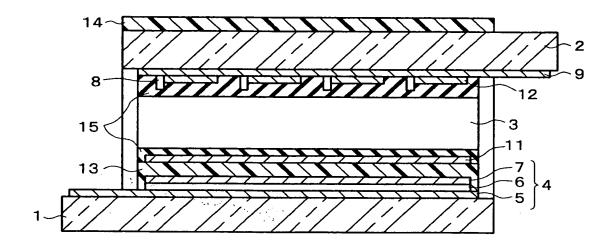


FIG. 1 (b)



Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99R00636	FOR FURTHER ACTION		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/r	nonth/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/JP00/01687	17 March 2000 (17.	03.00)	31 March 1999 (31.03.99)			
International Patent Classification (IPC) or G02F 1/1335, 1/133, 535	national classification and IPC					
Applicant	SHARP KABUSHIKI	KAISHA				
and is transmitted to the applicant a	according to Article 36.		national Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of3 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of13 sheets.						
3. This report contains indications rel						
Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment	of opinion with regard to novelt	y, inventive st	tep and industrial applicability			
IV Lack of unity of in	vention					
V Reasoned statemen	nt under Article 35(2) with regard nations supporting such statemer	to novelty, ir	nventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in t	he international application					
VIII Certain observation	ns on the international applicatio	n				
Date of submission of the demand	Date o	f completion	of this report			
05 June 2000 (05.06	5.00)	20 No	ovember 2000 (20.11.2000)			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	rized officer				
Facsimile No	Telent	ione No				

INTERNATIONAL PRELI

ARY EXAMINATION REPORT

Internati	onal application No.
	PCT/JP00/01687

I.	Basis	of the re	port					
1.	With	regard to	the elements of the international application:*					
		the inte	rnational application as originally filed					
	\boxtimes	the des	cription:		•			
		pages	1-3,7-28,31,3	32,34	, as originally filed			
		pages			, filed with the demand			
		pages	4,4/1,5,5/1,6,29,29/1,30,30/1,33	, filed with the letter of	10 November 2000 (10.11.2000)			
	\boxtimes	the clai	ms:	et i	•			
		pages	2-12.15		, as originally filed			
		pages	3-12,13		r with any statement under Article 19			
		pages	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, (g	, filed with the demand			
		pages	1,2,14,16-18	filed with the letter of				
	∇			_,				
	\triangle	the drav	-					
		pages	1-14		, as originally filed			
		pages			, filed with the demand			
		pages		_, filed with the letter of _				
	t	he seque	nce listing part of the description:					
		pages			, as originally filed			
		pages						
		pages		_, filed with the letter of _				
2	With	regard to	the language, all the elements marked above were	available or firmished to th	is Authority in the language in which			
	the ir	nternation	al application was filed, unless otherwise indicated u	nder this item.				
	These		s were available or furnished to this Authority in the		which is:			
	H		nguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).					
	\mathbb{H}		guage of publication of the international application (
	Ш	the langer or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of	of international preliminary	examination (under Rule 55.2 and/			
_	****							
٤.	preli	regaro ninary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence camination was carried out on the basis of the sequence	disclosed in the internal	ional application, the international			
	\Box		ed in the international application in written form.		<u>_ê</u>			
	Ħ		gether with the international application in computer	readable form				
	Ħ		ed subsequently to this Authority in written form.	readable form.				
	H			la farm				
	H		ed subsequently to this Authority in computer readab		the state of the s			
			stement that the subsequently furnished written strong ional application as filed has been furnished.	sequence listing does not	go beyond the disclosure in the			
			tement that the information recorded in computer	readable form is identical	to the written sequence listing has			
			rnished.	,				
4	\boxtimes	The am	endments have resulted in the cancellation of:					
٦.	٠		•					
			he description, pages					
			he claims, Nos. 13					
		L 1	he drawings, sheets/fig					
5.	П		ort has been established as if (some of) the amendm		nce they have been considered to go			
٥.	_	beyond	the disclosure as filed, as indicated in the Supplement	al Box (Rule 70.2(c)).**				
*	Repla	cement s	heets which have been furnished to the receiving Off	ice in response to an invita	tion under Article 14 are referred to			
	in thi		as "originally filed" and are not annexed to thi					
		•	nt sheet containing such amendments must be referre	ed to under item 1 and anne	exed to this report.			
		,	and an	The second second second desired				
					1			

tatement			
Novelty (N)	Claims	1-12,14-18	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1,9,10,14-16	YES
	Claims	2-8,11,12,17,18	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12,14-18	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1 [JP, 62-35325, A (Canon Inc.), 16 February, 1987 (16.02.87); page 2, upper left column, lines 5-12; page 2, lower left column, line 19 to lower right column, line 9; page 2, lower right column, line 16 to page 3, upper left column, line 8; page 3, lower left column, line 1 to page 4, upper left column, line 19; Figs. 1, 4, 9; (Family: none)] discloses a light-control element having 1) a group of liquid crystal panel horizontal stripe-shaped electrodes, which are aligned in the horizontal direction with a group of light-emitting panel horizontal stripe-shaped electrodes, and 2) a group of liquid crystal panel vertical stripe-shaped electrodes.

Document 2 [JP, 6-222360, A (Seiko Epson Corporation), 12 August, 1994 (12.08.94); page 2, right column, line 44 to page 3, left column, line 13; page 3, right column, line 16 to page 4, left column, line 3; Figs. 1, 5, 8; (Family: none)] discloses, for the case of a liquid crystal display device in which light from a fluorescent display tube comprising periodic red, green and blue stripe-shaped light emitters is made to be incident upon a liquid crystal TFT matrix display body, the idea of making the fluorescent display tube emit light after the excitation of the matrix-type liquid crystal pixels by the red, green and blue signals has been completed.

Document 3 [JP, 10-186310, A (Canon Inc.), 14 July, 1998 (14.07.98); page 2, right column, line 41 to page 3, left column, line, line 49; Figs. 1-4; (Family: none)] discloses, for the case of a display device equipped with a back light device composed of a plurality of red, green and blue monochromatic strip-shaped surface light sources on the rear face side of a liquid crystal display panel, the idea of scan-driving the horizontal line pixels of the liquid crystal display panel in order using a gate line driver, and synchronously with this scan-lighting the red, green and blue monochromatic strip-shaped surface light sources of the back light device.

Document 4 [JP, 6-186561, A (Nippon Motorola Ltd.), 8 July, 1994 (08.07.94); page 3, left column, line 16 to right column, line 3: Figs. 1, 2; (Family: none)] discloses a liquid crystal display that makes use of an EL back light.

Document 5 [JP, 2-111922, A (Fujitsu Limited), 24 April, 1990 (24.04.90); page 3, upper right column, line 11 to lower right column, line 7; page 3, lower right column, line 17 to page 4, upper left column, line 4; Figs. 2(a), 2(b), 3; (Family: none)] discloses a liquid crystal display device in which color filters are provided on each end face of a plurality of light guides, a light source such as a fluorescent lamp is placed in a facing position, and illumination is carried out from the rear surface of the liquid crystal layer by means of the scattered light from the light transmitted by the light guides.

Document 6 [JP, 11-64820, A (NEC Corporation), 5 March, 1999 (05.03.99); page 2, right column, line 34 to page 3, left column, line 3; Fig. 5; (Family: none)] discloses a flat display device in which light from phosphor pixels separated into minute pixels of the three primary colors red, green and blue is illuminated onto corresponding red, green and blue liquid crystal pixels.

Moreover, the idea of the light output layers being arranged in striped fashion in such a way that the direction of placement of each of the light output layers matches the direction of the gate electrode, and of adjacent light output layers outputting light of different wavelength, with light output from the light output layers being carried out after a prescribed time has elapsed after sending the scanning signal to the gate electrode, is publicly known on account of above-mentioned document 2, and it is considered that making things such that the light output is completed before the next scanning signal is sent as in the present application is a matter of design variation that could easily be accomplished by a person skilled in the art.

特許協力条約

| 今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) |

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人

の書類記号 99R00636	及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP00/01687	国際出願日(日.月.年)	17.03.	0 0	優先日 (日.月.年)	31.03.99
出願人(氏名又は名称) シャープ株式会社					
		,	·		
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される		規則第41条(P	CT18\$	k) の規定に従い	出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 3	ページであ	る。			
この調査報告に引用された先行	支術文献の写し 	も添付されてい 	る。	·	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。					
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書			り、次の酢	己列表に基づき国	際調査を行った。
□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表					
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表					
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された	こフレキシブルラ	「ィスクに	よる配列表	
□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。					
□ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述 書の提出があった。					
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。				•	
3. 発明の単一性が欠如してい	ハる(第Ⅱ欄参	照)。			
4. 発明の名称は 🗵 出版	頑人が提出した	ものを承認する	0		
□ 次(こ示すように国	際調査機関が作	成した。		
-					
5. 要約は 🗓 🗓	頭人が提出した	ものを承認する	•		
国	祭調査機関が作		は、この国	国際調査報告の発	l則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は、					
第 <u>1 (a)</u> 図とする。 <u></u> 出版		_		しな	υ ·
	預人は図を示さ	なかった。			
X 本	図は発明の特徴	を一層よく表し 	ている。		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl'

G02F 1/1335

G02F 1/133 535

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7

G02F 1/1335

G02F 1/133 535

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-2000年

日本国公開実用新案公報

1971-1995年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	ると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP,62-35325,A(キヤノン株式会社),16.2 月.1987(16.02.87),第2頁左上欄第5~12行, 同頁左下欄第19行~右下欄第9行,同頁右下欄第16行~第3頁 左上欄第8行,同頁左下欄第1行~第4頁左上欄第19行,第1 図,第4図,第9図(ファミリーなし)	1-15
Y	JP, 6-222360, A(セイコーエプソン株式会社), 1 2.8月.1994(12.08.94), 第2頁右欄第44行〜 第3頁左欄第13行, 第3頁右欄第16行〜第4頁左欄第3行, 第 1図, 第5図, 第8図(ファミリーなし)	1-15
Y	JP, 10-186310, A (キヤノン株式会社), 14. 7	1-15

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 04.04.00 国際調査報告の発送日 8.04.00 国際調査報告の発送日 8.04.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2 X 8106 吉 野 公 夫 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3293

	国际问题审 5 0 1 / 1 1 0 0	,
C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	月. 1998 (14. 07. 98), 第2頁右欄第41行~第3頁	7—— 7 H
	左欄第49行, 第1-4図 (ファミリーなし)	
Y	JP, 6-186561, A (日本モトローラ株式会社), 8.	1-8,
	7月. 1994(08. 07. 94),第3頁左欄第16行〜同頁 右欄第3行,第1図,第2図(ファミリーなし)	10 - 15
Y	JP, 2-111922, A (富士通株式会社), 24. 4月.	7, 8
1	│1990(24.04.90).第3頁右上欄第11行〜同頁右下 │	,, 0
	欄第7行, 同頁右下欄第17行~第4頁左上欄第4行, 第2図 (a), (b), 第3図 (ファミリーなし)	
Y	JP, 11-64820, A (日本電気株式会社), 5.3月.	1 0
1	│1999(05.03.99),第2頁右欄第34行~第3頁左欄 │	10
	第3行,第5図(ファミリーなし)	
	·	
		·



特許協力条約

REC'D 0 4 DEC 2000

MIPO PCT

РСТ

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 99R00636	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP00/01687	国際出願日 (日.月.年) 17.03.00 優先日 (日.月.年) 31.03.99		
国際特許分類 (IPC)	Int. Cl' G02F 1/1335 G02F 1/133 535		
出願人 (氏名又は名称)	シャープ株式会社		
1. 国際予備審査機関が作成したこの	の国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。		

1.	国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する	10			
2.	この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で4 ページからなる。				
	区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 13 ページである。				
3.	この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
	I X 国際予備審査報告の基礎				
	Ⅱ 優先権				
	Ⅲ ■ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成				
	V 開の単一性の欠如				
	V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるの文献及び説明	ため			
	の文献及び説明 VI				
	MI 国際出願の不備				
	□ 国際出願に対する意見				

国際予備審査の請求書を受理した日 05.06.00	国際予備審査報告を作成した日 20.11.00
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP)	特許庁審査官 (権限のある職員) 2 X 8 1 0 6
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	吉 野 公 夫 電話番号 03-3581-1101 内線 3293



国際出願番号 PCT/JP00/01687

I.	[3	国際予備審査執	役告の基礎			
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)					
	出願時の国際出願書類					
	X	明細書 明細書	第1-3,7-28,31,32,34頁、出願時に提出されたもの第ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの第4,4/1,5,5/1,6,29,29/1,30,30/1,33頁、10.11.00付の書簡と共に提出されたもの			
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第3-12,15項、出願時に提出されたもの第項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの第項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの第1,2,14,16-18項、10.11.00付の書簡と共に提出されたもの			
•	X	図面 図面 図面	第 1-14 図、 出願時に提出されたもの 第 ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 ページ/図、 付の書簡と共に提出されたもの			
		明細書の配列	表の部分 第ページ、 出願時に提出されたもの 表の部分 第ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 表の部分 第ページ、			
2.	2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。					
上記の書類は、下記の言語である 語である。 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						
4.		明細書	デ記の書類が削除された。 第ページ 第 1 3項 図面の第 ページ/図			
5. □ この国際予備審査報告は、補充概に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						



V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける 文献及び説明						
1. 見解						
新規性(N)	請求の範囲	1-12, 14-18	有 無			
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1, 9, 10, 14-16 2-8, 11, 12, 17, 18	有 無			
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-12, 14-18	有 無			
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)						
文献1: JP, 62-353: 7(16.02.87),第23 第9行,同頁右下欄第16行〜9 欄第19行,第1図,第4図,第 ストライプ電極群と水平方向の位 群、及び液晶パネルの縦方向の2	貝左上懶界5~12 第3頁左上欄第8行 第9図(ファミリー 立置が合っている液	仃,向貝左「儞弟」91. ,同頁左下欄第1行〜第 なし)には、発光パネル 晶パネルの横方向ストラ	ラース ライ真左上 ライプ電極 ライプ電極			
る。 文献2:JP,6-22230 月.1994(12.08.94 3頁右欄第16行〜第4頁左欄第 には、RGBの周期的ストライス マトリクス表示体に入射させる系 リクス型液晶の各画素の励起が第	4),第2貝石欄第 第3行,第1図,第 プ状発光体からなる 夜晶表示装置におい	44行〜第3貝左禰第1 5図,第8図(ファミリ 蛍光表示管の光を、液晶 て、RGBの各色信号に	る行、第 リーなし) 目のTFT こよりマト			
ている。 文献3:JP,10-186: 98(14.07.98),第: (ファミリーなし)には、液晶素で構成されるバックライト装置で ライン画素をゲートラインドライン バックライト装置の各RGB単位	表示ハネルの背面側 を備えた表示装置に イバーによって順次	に複数のRGB単巴短m おいて、液晶表示パネル スキャン駆動し、これに	の各水平に同期して			
いる。 文献4: JP, 6-18650 994(08.07.94), 第 図(ファミリーなし)には、E1	6 1, A(日本モト 第 3 頁左欄第 1 6 行 L バックライトを用	ローラ株式会社), 8. 〜同頁右欄第3行, 第1 いた液晶表示器が記載る	7月. 1 l 図, 第2 sれてい			
る。 文献5:JP,2-1119: (24.04.90),第3頁7 7行〜第4頁左上欄第4行,第: は、複数の導光体の各端面にカラ し、該導光体を伝搬する光の散ま	右上欄第11行〜同 2図(a),(b) ラーフィルタを設け	頁右下欄第7行,同貝石 ,第3図(ファミリーな て蛍光灯のような光源を	すト欄第1 なし)に と対向配置			

記載されている。

DOT (LDOO (

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

そして、各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向がゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力層で互いに異なる波長の光を出力するとともに、各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行うことは上記文献2において知られており、本願のもののように次に走査信号が送られるまでに該光出力が終了するように設定することは当業者が容易に行うことのできる設計上の事項である。

4

発明の開示

5

10

15

20

上記目的を達成するために、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する走査電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する信号電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査信号を印加する走査電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する走査電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する走査電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する走査電極に対応した光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

4 / 1

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することができる。その上、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられていることにより、例えばアクティブ素子が第2の基板に作製された場合の、熱プロセスによる問題の発生を抑制することができる。

5

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

また、本発明の光制御素子は、複数の光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、前記各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力層で互いに異なる波長の光を同時に出力すると共に、各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定されていることを特徴とすることもできる。

上記の構成によれば、各光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定することによって、アクティブ駆動の光制御素子においてインパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

5 / 1

さらに、ストライプ状に配置された各光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

5

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。このように、光出力層から発光される時間を前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることがより好ましい。このように、光出力層から発光される時間をさらに前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆動方法において、各走査電極に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに前記光出力が終了し、かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光させる方法とすることもできる。

上記の方法によれば、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて 光出力層の走査を行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができるので、インパルス型表示を実現することが 可能となり、さらに制

10

5

15

20

る。次に、上記で作製した基板 1 および基板 2 を貼り合わせ、液晶 3 として反強誘電性液晶を注入する。ここで、走査電極(ゲート電極)もしくは信号電極(ソース電極)(両電極は図 2 には図示されていない)のどちらかを、光出力層として機能する光導波路 1 6 のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例においては、走査電極(ゲート電極)と光導波路 1 6 のストライプ配置方向とを一致させている。

5

10

15

20

本発明に係る光制御素子は、以上のように、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する走査電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する信号電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査信号を印加する走査電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されている。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する走査電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する走査電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する走査電極に対応する光出力層毎に発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現する

ことができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することができる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

補正された用紙(条約第34条)

. 5

3 0



5

10

15

20

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明に係る光制御素子は、複数の光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、前記各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力層で互いに異なる波長の光を同時に出力すると共に、各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定されている構成とすることも可能である。

上記の構成によれば、各光出力層が走査信号を印加するゲート電極の 方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング 毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加 するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させ ることによって、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することもで



きる。

さらに、ストライプ状に配置された各光出力層毎に、波長の異なる光 、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いる こ

動方法において、各走査電極に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了し、かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光させることもできる。

上記の方法によれば、光出力層の走査を、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力層を発光させることができる。これにより、インパルス型表示を実現することが可能となり、さらに、制御するためのICの数を少なくすることができる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。

尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用可能性

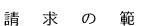
以上のように、本発明に係る光制御素子およびその駆動方法によれば、 有機 E L と液晶とを組み合わせたディスプレイにおいてインパルス型表

20

5

10

15



囲

1. (補正後)少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と 光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基 板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに 複数の走査信号を印加する走査電極が形成され、該第1の基板および第 2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する信号電極が形成された 光制御素子において、

前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上 記走査電極の方向と一致しており、

さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、

上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする光制御素子。

2. (補正後)複数の光出力層が配置された第1の基板と光透過機能 を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に 液晶を挟持し、

前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、

前記各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力層で互いに異なる波長の光を同時に出力すると共に、各ゲート電極に走

20

15

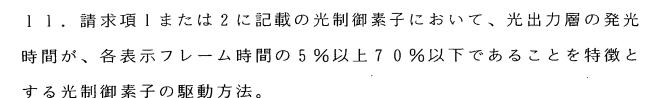
5

10

査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定されていることを特徴とする光制御素子。

- 3. 上記アクティブ素子が、上記第2の基板上に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 4. 上記第1の基板に、偏光機能を有する層が形成されたことを特徴とする請求項2または3に記載の光制御素子。
- 5. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ

5



12.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

1 3..

5

10

15

14. (補正後)請求項1に記載の光制御素子において、各走査電極に 走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に 走査信号が送られるまでに上記光出力が終了し、

かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに 異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光 させることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

- 15. 複数個の光出力層の色がR、G、Bのいずれかによって構成され、該R、B、Gの色が周期的に繰り返されることを特徴とする請求項14 に記載の光制御素子の駆動方法。
- 16. (追加)さらに、上記第1の基板、上記光出力層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 20 17. (追加)さらに、上記光出力層は、ゲート電極毎に輝度調整されるていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
 - 18. (追加)さらに、上記光出力層は、ソース電極に印加される各信号電圧に基づく最大輝度分に応じて輝度調整されていることを特徴とする請求項17に記載の光制御素子。

発明の開示

5

10

15

20

上記目的を達成するために、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査信号を印加する電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する電極に対応した光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することができる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

また、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板、上記光出力層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とすることもできる。

上記の構成によれば、光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、アクティブ駆動の光制御素子においてインパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能

となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。このように、光出力層から発光される時間を前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

5

10

15

20

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることがより好ましい。このように、光出力層から発光される時間をさらに前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆動方法において、各走査線に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに前記光出力が終了し、かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光させる方法とすることもできる。

上記の方法によれば、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて 光出力層の走査を行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができるので、インパルス型表示を実現することが 可能となり、さらに制

る。次に、上記で作製した基板 1 および基板 2 を貼り合わせ、液晶 3 として反強誘電性液晶を注入する。ここで、走査電極 (ゲート電極) もしくは信号電極 (ソース電極) (両電極は図 2 には図示されていない) のどちらかを、光出力層として機能する光導波路 1 6 のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例においては、走査電極 (ゲート電極) と光導波路 1 6 のストライプ配置方向とを一致させている。

本発明に係る光制御素子は、以上のように、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査信号を印加する電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されている。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する電極に対応する光出力層毎に発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することがで

10

5

15

20

きる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

また、本発明に係る光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板、上記光出力層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されている構成とすることも可能である。

上記の構成によれば、光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することもで きる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、

例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

動方法において、各走査線に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了し、かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光させることもできる。

5

上記の方法によれば、光出力層の走査を、走査線毎に印加される走査信号に対応させて行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力層を発光させることができる。これにより、インパルス型表示を実現することが可能となり、さらに、制御するためのICの数を少なくすることができる。

10

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。

15

尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

20

産業上の利用可能性

以上のように、本発明に係る光制御素子およびその駆動方法によれば、 有機 E L と液晶とを組み合わせたディスプレイにおいてインパルス型表

請 求 の 範 囲

1. (補正後)少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と 光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基 板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに 複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の 基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する電極が形成された光制御素 子において、

5

10

15

20

前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上 記走査信号を印加する電極の方向と一致しており、

さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、

上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする光制御素子。

2. (補正後)少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、

前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、

前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致しており、

さらに、上記第1の基板、上記光出力層、上記液晶、および上記第2

の基板が、この順に配置されていることを特徴とする光制御素子。

5

- 3. 上記アクティブ素子が、上記第2の基板上に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 4. (補正後)上記第1の基板に、偏光機能を有する層が形成されたことを特徴とする請求項2または3に記載の光制御素子。
- 5. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ

- 11.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 12.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

13. (削除)

5

10

14. (補正後)請求項1または2の何れか1つに記載の光制御素子において、各走査線に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに前記光出力が終了し、

かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに 異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光 させることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

15. 複数個の光出力層の色がR、G、Bのいずれかによって構成され、 該R、B、Gの色が周期的に繰り返されることを特徴とする請求項14 に記載の光制御素子の駆動方法。

明細書

光制御素子及びその駆動方法

技術分野

5 .

10

15

20

本発明は、表示素子などに用いることのできる新規な光制御素子に関し、特に液晶素子を組み合わせた光制御素子とその駆動方法に関するものである。

背景技術

近年、低消費電力、薄型軽量であるなどのメリットにより、液晶ディスプレイがテレビ、ビデオ、パソコン、ワープロ、プロジェクションなどに幅広く用いられている。しかし、実用レベルに至った液晶ディスプレイにおいても、まだ幾つかの問題点を有しているのが現状である。

その第1は、光の利用効率が低いことである。通常のカラー液晶ディスプレイの場合、偏光板による光透過率が1/2以下、カラーフィルタによる光透過率が1/3以下であり、開口率その他を考えると、バックライトから出射される全光の利用効率は10%以下、通常は5%以下になってしまっている。このような光利用効率の低さは消費電力の増大に直接結び付くので、環境やエネルギーに対する対応がさらに必要とされる21世紀を考えると、極めて大きな問題と言わざるを得ない。

そこで、上記問題を解決するために、幾つかのアプローチがなされている。その一つは、バックライト電源の消費電力をなくした、バックライトを用いない反射型の液晶ディスプレイの提供である。ただ、反射型

の液晶ディスプレイのコントラストは現段階で20:1以下と低いので、本当の意味での美しい画像を実現するという観点では十分なディスプレイとは言い難い。

他のアプローチとしては、バックライトは用いるが、カラーフィルタを用いずに表示を行い、カラーフィルターによる光の透過効率の低下をなくす液晶ディスプレイの提供である。その実現手段として、カラーフィルタの代わりにフォトルミネッセントという蛍光体を用いる方法が提案されている(W. A. Crossland et al.,SID 97 Digest, 837(1997))。しかしながら、この方法の場合、コントラストが十分でないこと、光源にUV光を利用するので液晶材料や配向膜へのダメージが懸念されることなどの課題が残っている。

5

10

15

20

一方、時間的にRGBの色を切り替えるバックライトを用いたフィールドシーケンシャルカラー方式も発表されている(T. Uchida et al., Proc. IDRC, 37(1997))。ただ、この方式の場合、非常に高速応答の液晶が必要な点などの課題が残っている。

また、液晶ディスプレイの別の問題点としては、表示がホールド型であるために、動画表示時に尾引きや輪郭ボケなどが生じ、インパルス型のCRTに比べ画像品位で劣ることが挙げられる。このような問題に対し、最近、IBMよりインパルス型の表示を行う液晶ディスプレイが提案されている。しかし、このようなインパルス型表示の液晶ディスプレイにおいても、液晶の応答速度、バックライトの発光・消光速度などの課題が残っている。

そこで、上記従来の光利用効率の低さや画像品質の低さを解決するために、液晶表示素子のパターンに対応した有機 E L (Electro Luminesc

ence)素子を発光させる技術開発がなされている。このような技術は、例えば、日本国公開特許公報「特開平8-211832号公報(公開日1996年8月20日)」にも開示されている。

上記公報に開示されている技術は、液晶、および該液晶を挟持するように対向配置された一対の複数本の透明電極等により構成される液晶表示素子部と、有機EL発光層、および該有機EL発光層を挟持するように対向配置された一対の複数本の透明電極等により構成される有機EL表示素子部とを備え、液晶表示素子部に有機EL表示素子部を積層し、かつこれらを1つの駆動部で駆動して、液晶表示素子部の画素と有機EL表示素子部の画素とを対応させることにより、液晶表示素子部と有機EL表示素子部に同一画像を表示させるものである。

5

10

15

20

しかしながら、このようにマトリクス型の液晶表示素子とマトリクス型の有機EL表示素子とを積層することにより、パネル作製コストが高くなり、また、駆動ドライバーIC数も増えるため、表示装置全体としてコスト高となってしまうという問題がある。

また、液晶表示素子と有機 E L 表示素子という 2 つの表示素子の間に透明基板が配置されているため、斜めから見たときの視認性にも問題がある。この視認性を解決しようとすると、開口率を狭くしなければならない、非常に薄いがコスト的に不利な透明基板を用いなければならないなどの、別の問題が生じてくる。

本発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、カラーフィルタを用いずに表示を行い、さらに視認性も良好な新しいタイプであって、且つ、インパルス型表示を行う光制御素子とその駆動方法とを提供することを目的とする。

発明の開示

5

10

15

20

上記目的を達成するために、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向が走査信号を印加する電極の方向と一致していることを特徴とする。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する電極に対応した光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することができる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成され、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極の方向と一致していることを特徴とすることもできる。

5

10

15

20

上記の構成によれば、光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、アクティブ駆動の光制御素子においてインパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。このように、光出力層から発光される時間を前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

10

5

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることがより好ましい。このように、光出力層から発光される時間をさらに前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

15

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆動方法において、各走査線に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了する方法とすることもできる。

20

上記の方法によれば、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて 光出力層の走査を行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができるので、インパルス型表示を実現することが 可能となる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法としては、異なる波長の光出 力層を複数本まとめて同時に発光させる方法が好ましく、これにより制

御するためのICの数を少なくすることができる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。これにより、カラーフィルタを用いないカラー表示が可能となるため、光利用効率を上昇させて低消費電力化を図ることができる。

本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって充分判るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。

図面の簡単な説明

5

10

15

- 図1 (a)は、本発明の第1の光制御素子の構造を示す平面図であり、 図1 (b)は該第1の光制御素子の断面図である。
- 図2(a)は、本発明の第2の光制御素子の構造を示す平面図であり、 図2(b)は該第2の光制御素子の断面図である。
 - 図3は、ディスプレイの中のTFT駆動素子配置図である。
- 図4は、本発明の実施形態3に係るインパルス型表示を示す説明図である。
- 20 図 5 は、本発明の実施形態 4 に係るインパルス型表示を示す説明図である。
 - 図6は、本発明の第2の実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図である。
 - 図7は、本発明の第3の実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図

である。

5

10

15

20

図8(a)は、光出力層がRGBの繰り返しとなっている光制御素子の構造を示す平面図であり、図8(b)は該光制御素子の断面図である。

図9(a)は、光出力層がRGBの繰り返しとなっている図8(a)に示す光制御素子とは異なる光制御素子の構造を示す平面図であり、図9(b)は該光制御素子の断面図である。

図10(a)ないし図10(h)は、図6に示す光制御素子の第1の 製造方法を示す工程図である。

図11(a)および図11(b)は、図6に示す光制御素子の第1の 製造方法において、基板の貼り合わせ後の工程を示す工程図である。

図12(a)ないし図12(e)は、図6に示す光制御素子の第2の製造方法を示す工程図である。

図13(a)ないし図13(c)は、図6に示す光制御素子の第2の 製造方法において、基板の貼り合わせ後の工程を示す工程図である。

図14は、従来の複合素子型表示装置における液晶表示素子部と有機 EL表示素子部との積層複合状態を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明をさらに詳述に説明するために、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。ただし、本発明はこれらにより何ら限定されるものではない。

本発明の第1の実施形態である光制御素子の平面図を図1(a)に示し、その断面図を図1(b)に示す。

図1 (b)の断面図に示すように、対向配置されたガラスからなる基

板1と基板2との間に液晶3が挟持され、基板1には複数の光出力層4がストライプ状に形成される。基板1としては、ガラス基板の他に、シリコン基板、プラスチック基板などを用いることができる。また、基板1と対向させる基板2としては、ガラス基板の他に、プラスチック基板などの透明基板を用いることができる。

5

10

15

20

光出力層 4 としては、有機 E L(Electro Luminescence)素子、無機 E L(E-lectro Luminescence)素子、F E D(Field Emission Diode)などの発光素子(発光体)を用いることができる。そして、基板 1 上に、金属電極 5 、有機 E L 素子等による発光層 6 、 I T O 電極等による透明電極 7 を積層する。これら、金属電極 5 、発光層 6 、透明電極 7 は、ともにフォトリソグラフィー法などによるパターニング加工により形成することができる。さらに、透明電極 7 上に偏光機能層 1 3 が設けられ、さらに配向膜 1 5 が設けられる。図 1 (a)の平面図は、パターニング加工した構造を示している。

また、基板1の全面に発光層6を形成した場合は、発光層6上に偏光機能を有する膜を形成して、該膜上に液晶層3を直接配置しても良い。

さらに、本発明における第2の実施形態である光制御素子の平面図および断面図を、図2(a)および図2(b)に示す。この第2の実施形態における構造のように、光出力層として機能する光導波路16を用い、該光導波路16が外部の光源17と結合されている光制御素子構造をとることも可能である。光導波路16は、PMMA(Polymethyl methacrylate)などで形成できる。また、外部の光源17としては、半導体レーザダイオード、無機EL素子、有機EL素子、蛍光灯などの発光素子を用いることができる。

第1の実施形態および第2の実施形態において、光出力層(光出力層 4 および光導波路16)あるいは光源17から単色の色を発光させた場合、ディスプレイはモノクロディスプレイとなるが、複数の光出力層(光出力層 4 および光導波路16)あるいは光源17から異なる波長の光を出させることにより、ディスプレイのカラー化が可能になる。特に、ストライプ配置された複数本の光出力層(光出力層 4 および光導波路16)あるいは光源17の1つ毎にRGBの光を出力させるのが好ましい。これにより、従来の液晶表示装置に用いられていたカラーフィルタを無くしたカラー表示が可能となり、光利用効率が上昇し、低消費電力化を図ることができる。さらに、バックライトがないため、薄型・軽量のディスプレイの実現が可能となる。

5

10

15

20

さらに、両基板 1 、 2 間に挟持された液晶 3 に用いる液晶材料としては、ネマティック液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶、高分子複合型液晶などを用いることができる。

マトリクス型有機EL素子の場合には、表示容量が大きくなってデューティ比が高くなると、輝度・コントラストを高くしづらいといった課題が生じるが、本発明では、有機EL素子の駆動は基本的にスタティック駆動であり、良好な特性が得易い。また、液晶部分で光の透過光強度を制御できるため、トータルとして良好な表示性能を実現できる。

液晶3を駆動するためには電界印加手段が必要であるので、基板1および基板2の片方または双方に電極を形成する。具体的には、基板1と基板2のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、基板1と基板2のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成される。

図1に示されている第1の実施形態に係る光制御素子においては、液

晶3をTFT駆動にて駆動する例が示されている。すなわち、基板2にTFT8が配置され、各TFT8は走査電極(ゲート電極)9および信号電極(ソース電極)10で繋がっている。また、各画素にはITO膜からなる画素電極12が形成され、基板1にはITO膜からなる対向電極11が形成されている。

5

10

15

20

TFT8などのアクティブ素子を作製する場合、基板1側に作るよりも基板2側に配置する方が好ましい。主な理由は二つある。第一は、TFT8を作製するためのプロセス温度が高いので、偏光機能層13などが形成された基板1よりもガラスからなる基板2の方が熱プロセスによる問題が発生しにくい点である。第二は、有機EL素子(発光層6)からなる光出力層4(光導波路16も含む)およびTFT8の歩留まりが100%にはなかなかならないため、両方を同じ基板に作ると、歩留まりは両者の歩留まりの積となって低下するが、それぞれを基板1、2に作り分ければ、良品基板のみを張り合わせることにより、より高い歩留まりを実現できる点である。

図1(a)、図1(b)では、本発明に係る光制御素子としてアクティブ駆動であるTFT駆動の液晶素子を示したが、TFT8を用いない単純マトリクス型表示、MIM(Metal Insulator M-etal)表示、シリコン基板を用いた方式などでも駆動できることは言うまでもない。

また、液晶で光強度を変調するための一般的な手段として、図1 (a)、図1 (b)に示す本発明の第1の実施形態に係る光制御素子では、偏光機能を有する層として偏光機能層13と偏光板14とを配置する。図2 (a)、図2 (b)に示す本発明の第2の実施形態に係る光制御素子では偏光機能層13として偏光板を用い、さらに偏光板14を配置し

ている。ただし、これらは挟持される液晶の種類によっては省くことができる。例えば、高分子分散型やゲストホスト型の液晶などでは偏光機能を有する層(偏光板を含む)を省いてもよい。

5

10

15

20

偏光機能層13としては、通常の偏光板を用いる以外に、偏光膜を塗布形成する方法もある。その形成方法としては、まず、配向膜を形成し、その配向膜をラビングする。次に、該配向膜上に二色性色素を混合した反応性液晶高分子を塗布する。これによって反応性液晶高分子および混入された二色性色素が一方向に配列する。つぎに光照射によって高分子を重合させる。これによって一方向に配列した状態が固定される。このように形成した偏光膜の上にさらに配向膜15を形成することができ、図1(a)、図1(b)に示すような構成が可能となる。この構成において、光出力層4から出射された光は液晶3に入射し、この光は、液晶部分を電界で制御することで各画素の光の状態が変化させられて基板2より出射される。

次に、上記のような実施形態1に係る(図1(a)、図1(b)に示されている)ディスプレイを用いた場合の、光出力層4からの光出力タイミングについて検討した、本発明の第3の実施形態について以下に説明する。光出力層4からの光は常に出し続けてもよいが、その場合にはホールド型の表示になる。しかし、フレーム内のある期間のみ光出力させることにより、インパルス型表示を実現することができる。

このインパルス型表示について、図3および図4を用いてTFT駆動型表示を例に説明する。図3は上記ディスプレイのTFT駆動素子の配置図であり、図4には第3の実施形態におけるインパルス型表示の際の各信号の波形が示されている。

)

ゲート電極(走査電極)9(図3および図4においてはG1,G2,G3,・・・で示されている)より信号を送り、ゲートをONする。これに同期させて、画素の求める表示状態に応じたデータ信号をソース電極(信号電極)10(図3および図4においてはS1,S2,S3,・・・で示されている)より送ることにより、マトリクス表示がなされ、画素に印加される電圧に応じて光透過量が制御される。尚、この場合(図4の場合)、TFT駆動素子がn本のゲート電極を持つものとの前提において説明を行う。各電極9、10より信号を送って表示内容を液晶部分に送っている間は光出力層4は発光させないこととする。そして、液晶3が十分に応答しきった後に、光出力層4から発光させる。このようにすると、インパルス型の表示の実現が可能となる。

5

10

15

20

ここで、光出力層 4 から発光される時間について、さらに考察する。 好ましくは、各表示フレーム時間の 5 %以上 7 0 %以下であり、より好ましくは 1 5 %以上 4 0 %以下である。すなわち、発光期間がフレーム時間の 7 0 %より長いとインパルス型表示としての特徴が薄れ、輪郭ボケや尾引きの程度がホールド型に近づいてくる。より好ましくは 4 0 %以下である。

また、1表示フレーム16.7msから、TFT8での書き込み時間(1走査線(1ゲート電極9)あたりのゲートのON時間×走査線数)と液晶3の応答時間を引いたものが発光期間として利用しうる(液晶3が全表示情報に対応した状態になって初めて発光させるため)ため、70%もの発光期間を取ろうとすると、液晶3の応答速度やTFT8での書き込み速度に大きな制約が生じる。発光期間がフレーム時間の5%以

下になると、ディスプレイとしての輝度を上げにくい。例えば、5%の場合、全期間発光している場合と同じ輝度を得るためには、20倍の発 光強度が必要となる。そこで、より好ましくは15%以上である。

例えば図1に示す金属電極5と透明電極7はパターニングされても、されていなくとも構わないが、パターニングしない方がコストは安い。また、パターニングしたとしてもそれぞれを別々に駆動する必要はなく、図4に示すような発光パターンを用いることで、全電極をまとめて電圧印加することにより全面同時に発光させることができる。

5

10

15

20

また、上記した第3の実施形態の光出力タイミングとは異なるものとして、上記のようなディスプレイを用いた場合の光出力層4からの別の光出力タイミングについて検討した、本発明の第4の実施形態について、以下に説明する。この光出力タイミングとは、光出力層4の発光期間を変える方法である。

図3および図5を用いて、TFT駆動型表示を例に説明する。図5には、第4の実施形態におけるインパルス型表示の光出力タイミングについて示す各信号の波形が示されている。

ゲート電極(走査電極)9(図3および図5においてはG1、G2、G3、・・・で示されている)より信号を送り、ゲートをONする。これに同期させて画素の求める表示状態に応じたデータ信号をソース電極(信号電極)10(図3および図5においてはS1、S2、S3、・・・で示されている)より送ってマトリクス表示する。画素に印加される電圧に応じて、光透過量が制御される。ゲートをOFFして、一定時間後に、発光層6から光を出力する。このようにすると、図5に示すように、各ライン毎に発光させるタイミングを変えたインパルス型の表示を

実現することができる。

5

10

1.5

20

第4の実施形態で説明したようなインパルス型の表示を行うためには、前記光出力層 4 がストライプ状に配置され、その配置方向が走査信号を印加する電極(ゲート電極 9)の方向と一致していることが必要である。液晶表示部分の表示内容は、走査信号に対応して表示され、走査のタイミングが走査線(ゲート電極 9)毎に異なるわけであるから、それに対応した発光層 6 のタイミングも変える必要がある。発光層 6 の走査としては、3 本あるいは、より多数の本数をまとめて発光させてもよい。いずれにしても、各ラインともに、発光時間を等しくし、次のゲートのONより前に消光することが必要である。この方式の場合の大きなメリットは、液晶 3 の応答速度が第 3 の実施形態の場合に比べて遅くて良い、発光期間を長く取ることが可能となるため、ディスプレイとしての輝度が上がる点などである。

すなわち、第3の実施形態の方法の場合には、液晶3が全表示情報対応した状態になって初めて発光させているので、16.7msからTFT8での書き込み時間(1走査線(1ゲート電極)あたりのゲートのON時間×走査線数)と液晶3の応答時間を引いたものが発光期間として利用しうる。

これに対して、第4の実施形態で述べている方法で1走査線毎に光出力層4のタイミングを変える場合、原理的には、16.7msから1走査線あたりのゲートのON時間と液晶3の応答時間とを引いたものが発光期間として利用しうる。それゆえ、液晶3の応答時間に対する制約は第3の実施形態より緩い。また、液晶3の応答速度が同じとすると、第4の実施形態の方が発光時間が長くとることができ、ディスプレイとし

ての輝度が向上する。

光出力層 4 から発光される時間は、上述したように各表示フレーム時間の 5 %以上 7 0 %以下であることが好ましい。より好ましくは 1 5 %以上 4 0 %以下である。

5

1 走査線に対応した光出力層 4 ごとにタイミングを変える場合には、各光出力層 4 は別々に制御することが必要となる。それゆえ、例えば図 1 (a)、図1(b)に示す構成で説明すると、金属電極 5 がゲート電極 9 に対応しているため、この金属電極 5 は光出力層 4 に対応してパターニングされる必要がある。光出力層 4 を構成している他方の電極である透明電極 7 は、パターニングされてもされていなくとも構わない。

10

また、光出力層 4 が R G B の繰り返しになっている場合、 R G B の 3 本をまとめて発光させるのも良い方法である。なぜなら、 R G B の 3 つで一つの表示単位になるため、その発光期間が同一の方が好ましい。 3 本まとめて発光・消光させる場合には、 3 本まとめて制御すればよい。

15

3本より多い数をまとめて制御する場合も同様にすればよい。多数をまとめるほど、パターンがラフになって作りやすい、制御するための I C の数が少なくなるといったメリットが生じる。

20

また、図8(a)および図8(b)に示すようにRGBを並べることも可能である。このように配置することで、あるゲート電極9に対応した光出力層4からRGBを同時に発光させることができる。各RGBの画素に対応した信号はソース電極10より入力する。また、図9(a)および図9(b)に示すような構成にしてもよい。尚、図8および図9ともに、(a)は光制御素子の構造を示す平面図であり、(b)はその断面図である。尚、図9(b)において、20はガラス性の基板である。

以上のように、本発明の光制御素子の駆動方法は、各走査電極(実施の形態においてはゲート電極 9)ごとに光源(光出力層)の輝度を調整できるため、低消費電力化が可能となる。例えば、最大輝度 5 0 0 c d / m²のディスプレイを作製しようとした場合、通常のバックライト付き液晶ディスプレイでは、バックライトを常に 5 0 0 c d / m²の輝度で光らせなければならない。例えほとんどが黒表示であっても、バックライトには 5 0 0 c d / m²の輝度が必要である。

5

10

15

20

これに対して、本発明の方式では、光出力層を走査電極の配置方向と一致させているので、対応するラインに求められる表示の最大輝度分だけ光らせることにより、走査電極(走査線)ごとに光源部分の輝度調整ができる。これは光出力層を複数本まとめて光らせる場合でも同じで、その対応する表示部分の最大輝度だけ光出力層を光らせればよい。このため、表示状態が暗いときには、光源部の輝度を落とすことができるので、実質的に低消費電力化が実現できる。

また、光源部分の輝度を落とすと、きめの細かい階調表示も可能となる。例えば、ディスプレイ全体での最大輝度が500cd/m²であるディスプレイを作製し、ある領域で最低輝度5cd/m²、最大輝度10cd/m²の表示をするケースを考える。通常のディスプレイではバックライトが500cd/m²であるため、液晶の透過率のみで5cd/m²から10cd/m²の変化を調整しなければならない。しかし、これは液晶の透過率2.5%~5%の領域での調整ということになり、温度分布やセル厚むらなどの様々な特性変動要因を考えると、きめの細かい階調表示が容易とはいえない。

これに対して、本発明の方式では、その領域の光源部分の輝度を10

c d / m² に設定し、液晶の透過率 5 0 % ~ 1 0 0 % の変化を用いて表示することができる。こうすることにより、表示の特性変動要因を受け難くくなり、きめの細かい表示が可能となる。

また、視認性の観点に立つと、黒に近い表示状態での微妙な濃淡が表示の美しさに大きく寄与している。このことを考え合わせると、本方式のメリットは非常に大きいといえる。また、8ビットの階調データではなく、10ビットや12ビットの階調データが送られてきたとき、黒に近い表示の階調をきめ細かくきちんと出すためにも、本方式は適しているといえる。

5

10

15

20

さらに、通常の有機 E L ディスプレイと比較した場合の本方式のメリットとして、本方式では a - S i - T F T でよいという点が挙げられる。

通常の有機ELを用いたディスプレイの場合、表示容量(走査線数)を上げようとすると、p-Si-TFTが必要といわれており、そのTFTも液晶用とは異なり、1画素につき複数個(通常2~4個)のTFTが必要といわれている。このことは、製造が困難となることやコストアップの要因となる。

一方、本方式の光制御素子を用いたディスプレイでは、TFTを用いる場合でも、液晶を駆動するためのTFT、たとえばa-Si-TFTを用いることができる。よって、生産性、コストの点から有利となる。

また、本実施の形態では、光源部分を持ったディスプレイとして本方式の光制御素子を説明してきたが、透過・反射両用型のディスプレイとしても用いることができる。もちろん、適切な光学設計や光学部材配置が必要であることは言うまでもないが、それらをきちんと行えば、暗い環境下では光源部を点灯して透過型ディスプレイとして用い、明るい環

境下では反射型ディスプレイとして用いることができる。

尚、本実施形態では液晶素子部としてTFT駆動型液晶を例に説明したが、他の液晶(例えば、強誘電性液晶、反強誘電性液晶、PDLCなど)でもよいことは言うまでもない。

次に、上記実施の形態にかかる具体的実施例を以下に説明する。

(実施例1)

5

10

15

20

本発明の第1の実施例は、前記した第1の実施形態に係る光制御素子についての具体的な実施例である。以下に、本発明の第1の実施例を図1(a)、図1(b)に基づいて説明する。

ガラスからなる基板1上に金属電極5を形成し、ストライプ状にパターニングする。その上に、発光層6として有機EL層を形成する。ここで、前記有機EL層は、一本毎にRGBの各々の色に発光する層を形成する。さらに、その上に、パターニングしないITO膜からなる透明電極7が形成される。

上記透明電極7上に偏光機能層13が形成される。その形成方法は、配向膜(図1(a)、図1(b)では省略)を形成し、その配向膜をラビングし、該配向膜上に二色性色素を混合した反応性液晶高分子を塗布する。これによって反応性液晶高分子および混入された二色性色素が一方向に配列することとなる。次に、光照射によって高分子を重合させると、高分子が一方向に配列した状態で固定され、偏光機能を有する膜である偏光機能層13になる。さらにこの偏光機能層13上全面に、対向電極11としてITO膜を形成し、さらに配向膜15を塗布し、ラビングする。

一方、基板2上にはTFT8およびそれらをつなぐ配線が形成される。

各TFT8は走査電極(ゲート電極)9および信号電極(ソース電極) 10で繋がっている。また、各画素毎にITO膜からなる画素電極12 が形成される。

次に、上記したように作製した基板1および基板2を貼り合わせ、TN型表示用ネマティック液晶を注入し、周辺を封止する。ここで、走査電極(ゲート電極)9もしくは信号電極(ソース電極)10のどちらかを、光出力層4のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例1においては、走査電極(ゲート電極)9が光出力層4のストライプ配置方向と一致するように形成されている。

(実施例2)

5

10

15

20

本発明の第2の実施例について、図6を用いて説明する。図6には、 本実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図が示されている。

本実施例に係る光制御素子は、光出力層 4 が配置されたガラスからなる基板 1 と、TFT 8 が形成されたガラスからなる基板 2 とが対向配置され、両基板 1、 2 間に液晶 3 が配置されている。

さらに詳しく説明すると、ガラスからなる基板1の面上で液晶3配置側と反対側に、ITO膜からなる透明電極7が配置され、さらにこの透明電極7上に、発光層6である有機EL層がストライプ状に設けられ、さらに発光層6上にパターニングされない金属電極5が設けられている。上記基板1のもう一方の面上には、偏光機能層13(ここでは偏光板が用いられているので、本実施例では以後偏光板13と記載する)が配置され、該偏光板13の全面にITO膜からなる対向電極11が設けられている。さらに、該対向電極11上には、液晶3を配向させるための配向膜15が設けられている。

一方、ガラスからなる基板 2 の液晶 3 配置側の面上には、TFT8およびこれらTFT8を繋ぐ配線が配置されている。各TFT8は走査電極 (ゲート電極) 9 および信号電極 (ソース電極) (図 6 には図示されていない)で繋がっている。また、各画素毎にITO膜からなる画素電極 1 2 が配置され、さらにその上に配向膜 1 5 が設けられている。また、基板 2 のもう一方側の面上には、偏光板 1 4 が配置されている。

5

10

15

20

上記液晶 3 の液晶材料としては、TN型表示用ネマティック液晶が用いられている。尚、走査電極(ゲート電極) 9 もしくは信号電極(ソース電極)(図 6 には図示されていない)のどちらかを光出力層のストライプ配置方向と一致させることが重要であるので、本実施例においては、走査電極(ゲート電極) 9 と光出力層 4 のストライプ配置方向を一致させている。

次に、上記した、図 6 に示されているセル (光制御素子)を作製する 具体的な手順について説明する。方法としては、大きく分けて次の 2 つ が考えられる。

- (1) 有機 E L 層を形成した後、T F T 基板を貼り合わせる。
- (2) TFT基板を貼り合わせた後、有機EL層を形成する。

以下に、これらの方法を詳しく説明する。尚、TFT基板とは、基板2にTFT8、ゲート電極9、ソース電極10、画素電極12、配向膜15等が形成された基板のことである。

まず、(1)有機EL層を形成した後、TFT基板を貼り合わせる方法について、図10(a)ないし図10(h)、および図11(a)および図11(b)に基づいて説明する。

まず、第1の工程としてガラスからなる基板1(図10(a)参照)

の一方側の面上に、有機 E L 素子(光出力層 4) の駆動用電極(透明電極 7)として I T O 膜を成膜し、フォト工程によりパターンを形成する (図 1 0 (b) 参照)。尚、基板 1 は、視差のない良好な表示を可能とするため、なるべく薄い方がよい。

5

次に、第2の工程として、基板1の他方の面上に偏光板13を形成し(図10(c)参照)、その上に液晶駆動用の対向電極11をITO膜にて形成する(図10(d)参照)。尚、この第2の工程においては、液晶駆動用の対向電極11を形成した後に偏光板13を形成してもよい。

10

次に、第3の工程として、対向電極11上に液晶3を配向させるための配向膜15を成膜し、ラビングを行う(図10(e)参照)。この配向膜15としては、先に形成した偏光板13を考慮して、低温焼成で成膜可能な材料を用いることが好ましい。次に、必要があれば、配向膜15を保護するためのラミネートフィルム18を貼り付ける(図10(f)参照)。

15

次に、第4の工程として、透明電極7上に、発光層6として有機EL層をストライプ状に形成した(図10(g)参照)後、有機EL素子(光出力層4)の駆動用電極の陰極である金属電極5を形成する(図10(h)参照)。更にこの後、発光層6側を封止基板(図示せず)によって覆うことが好ましい。これは、有機ELの劣化を防ぐためである。尚、上記発光層6は、1本毎にRGBに発光する層にて形成されている。

20

次に、第5の工程として、TFT基板を貼り合わせる(図11(a) 参照)。このとき、配向膜保護用のラミネートフィルム18が貼り付けられている場合は剝がしてから、TFT基板と貼り合わせる。尚、上記第3の工程の説明では、ラミネートフィルム18を貼り付ける前にラビ

ングを行うとしたが、ラミネートフィルム18を剝がした後にラビング することも可能である。

第6の工程として、その後、偏光板14を基板2上に形成し、基板の貼り合わせ終了後に液晶3としてTN型表示用ネマティック液晶を注入する(図11(b)参照)。このとき、発光層6側が封止基板によって覆われている場合に真空注入を行なうと、この封止基板が内圧によって割れる場合がある。このため、液晶材料を注入する場合、液晶の注入口の逆側から排気を行いながら注入することが好ましい。また、TFT基板を貼り合わせる時に、液晶材料を予め滴下しておき、TFT基板を貼り合わせる、いわゆる滴下注入も有力な手段である。

5

10

15

20

次に、(2) TFT基板を貼り合わせた後、有機EL層を形成する方法について、図12(a)ないし図12(e)、および図13(a)ないし図13(c)に基づき説明する。

まず、第1の工程としてガラスからなる基板1(図12(a)参照)の一方側の面上に、有機EL素子(光出力層4)の駆動用電極(透明電極7)としてITO膜を成膜し、フォト工程によりパターンを形成する(図12(b)参照)。尚、基板1は、視差のない良好な表示を可能とするため、なるべく薄い方がよい。

次に、第2の工程として、基板1の他方の面上に偏光板13を形成し(図12(c)参照)、その上に液晶駆動用の対向電極11をITO膜にて形成する(図12(d)参照)。尚、この第2の工程においては、液晶駆動用の対向電極11を形成した後に偏光板13を形成してもよい。

次に、第3の工程として、対向電極11上に液晶3を配向させるため の配向膜15を成膜し、ラビングを行う(図12(e)参照)。この配

向膜 1 5 としては、先に形成した偏光板 1 3 を考慮して、低温焼成で成膜可能な材料を用いることが好ましい。

次に、第4の工程としてTFT基板を貼り合わせる(図13(a)参照)。

次に、第5の工程として、透明電極7上に発光層6としての有機EL層を形成する(図13(b)参照)。形成前に、透明電極7の洗浄が必要な場合には液晶の注入口をふさぎ、洗浄液が配向膜15との間に侵入しないようにする必要がある。その後、有機EL層を蒸着によって形成する場合には、全体をチャンバーの中に入れて真空にする必要がある。この時、侵入口をふさいだ状態であると、内圧によって基板が割れる可能性がある。このため、注入口をふさいでいる物を取り除く必要がある。有機EL層を形成した後、有機EL素子(光出力層4)の駆動用電極の陰極である金属電極5を形成する(図13(b)参照)。更にこの後、発光層6側を封止基板(図示せず)によって覆うことが望ましい。これは、有機EL層の劣化を防ぐためである。

最後に第6の工程において、基板2上に偏光板14を形成した後、液晶3としてTN型表示用ネマティック液晶を注入する(図13(c)参照)。このとき、発光層6側が封止基板によって覆われている場合に真空注入を行なうと、この封止基板が内圧によって割れる場合がある。このため、液晶材料を注入する場合、液晶注入口の逆側から排気を行いながら注入することが好ましい。

(実施例3)

5

10

15

20

本発明の第3の実施例について、図7を用いて説明する。図7には、 本実施例に係る光制御素子の構造を示す断面図が示されている。

本実施例に係る光制御素子は、前記した実施例2に係る光制御素子の構成において、偏光機能層13(本実施例では偏光板が用いられているので、本実施例においては以後、偏光板13と記載する。)と対向電極11との間に、ガラスからなる基板20がさらに配置された構成となっている。その他の構成は、実施例2に係る光制御素子の構成と同じである。

本実施例に係る光制御素子の製造方法について、以下に説明する。

5

10

15

20

まず、ガラスからなる基板1上にITO膜にて透明電極7形成し、ストライプ状にパターニングする。その後、発光層6として有機EL層を形成する。ここで、発光層6は、一本毎にRGBに発光する層にて形成されている。さらにその上に、パターニングしない金属電極5を形成する。また、ガラス基板20上の全面にITO膜にて対向電極11を形成し、その後、この対向電極11上に液晶3を配向させる為の配向膜15を塗布し、ラビングする。

基板 2 上にTFT 8 およびそれらをつなぐ配線が形成される。各TFT 8 は走査電極(ゲート電極) 9 および信号電極(ソース電極)(図 7 には図示されていない。)で繋がっている。また、各画素にはITO膜からなる画素電極 1 2 が形成される。

次に、上記のように作製した基板 2 とガラス基板 2 0 とを貼り合わせ、その間にTN型表示用ネマティック液晶を注入し、周辺を封止する。ガラス基板 2 0 上で、且つ液晶 3 とは反対の面側に偏光板 1 3 を形成し、さらに、この偏光板 1 3 上に基板 1 を貼り合わせる。ここで、走査電極(ゲート電極) 9 もしくは信号電極(ソース電極)(図 7 には図示されていない。)のどちらかを光出力層 4 のストライプ配置方向と一致させ

ることが重要である。本実施例3においては、走査電極 (ゲート電極) 9と光出力層4のストライプ配置方向を一致させている。

(実施例4)

5

10

15

20

本発明の第4の実施例として、図1(a)、図1(b)に示されている光制御素子を、図4に示されているようなインパルス型の表示方法にて駆動する場合について説明する。

本実施例における駆動方法は、ゲート電極(走査電極G1、G2、G3、・・・)より順次信号を送り、ゲートをONする。これに同期させてソース電極(信号電極S1、S2、S3、・・・)より画素の求める表示状態に応じたデータ信号をソース電極より送ってマトリクス表示する。画素に印加される電圧の例を画素(G1-S1、G2-S1、・・・)について示す。画素に印加される電圧に応じて光透過量が制御される。尚、図4に示す表示方法においては、TFT8がn本のゲート電極を持つものとして描かれている。電極より信号を送って表示内容を液晶部分に送っている間は光出力層4は光らせないでおく。そして、液晶部分が表示内容に対応した状態になった後(信号に対して液晶が十分に応答しきった後)に、光出力層4から発光させる。このようにすると、インパルス型の表示が実現する。

(実施例5)

本発明の第5の実施例として、図1(a)、図1(b)に示されている光制御素子を、図5に示されているような、光出力層4の発光期間を変えるインパルス型の表示方法にて駆動する場合について説明する。

ゲート電極 (走査電極 G 1, G 2, G 3, ・・・)より信号を送り、 ゲートを O N する。これに同期させて画素の求める表示状態に応じたデ

ータ信号をソース電極(信号電極S1,S2,S3,・・・)より送ってマトリクス表示する。画素に印加される電圧の例を画素(G1-S1,G2-S1,・・・)について示す。画素に印加される電圧に応じて光透過量が制御される。ゲートをOFFして一定時間後に、発光層6から光を出力する(図5中、OP1と示す)。すなわち、各ゲート線について、ゲート信号をOFFして、液晶3が十分この電圧に応答した後、そのゲート線に対応した発光層6を発光させる。このように、駆動することにより、図5のようにインパルス型の表示が実現する。

ここでは、前記光出力層 4 のストライプ配置方向を、走査信号を印加する電極(ゲート電極 9)の方向と一致させている。液晶表示部分の表示内容は、走査信号に対応して表示され、走査のタイミングを、RGBを構成する走査線毎に異ならせている。それに対応して発光層 6 のタイミングも変化するわけである。

(実施例6)

5

10

15

20

本発明の第6の実施例として、前記実施例5における光出力層4の発光タイミングと発光タイミングを異ならせた駆動方法について、以下に説明する。本駆動方法における光出力層4の発光タイミングは、図5中にOP2として示すように、光出力層4がRGBの繰り返しになっており、RGBの3本をまとめて、1組にして発光させるものである。そして、1組のRGBでは、各ラインともに発光時間を等しくし、次のゲートのONより前に消光させる。さらに、RGBの3本で1組の表示単位になるため、その発光期間を同一にし、発光・消光させる場合に、3本まとめて信号を送り、制御することが可能である。

このように構成することにより、発光層4を制御するためのICドラ

イバー数を減らすことが可能となり、線順次駆動型のインパルス表示を 行うことができる。

さらに、3本より多い数をまとめて制御することも可能である。多数をまとめて駆動するほど、電極および発光層パターンがラフになって表示装置が作り易くなり、制御するためのIC数を少なくすることができるといったメリットが生じることとなる。

(実施例7)

5

10

15

20

次に、光出力層 4 について、図 1 (a)、図 1 (b)に示す構成とは別の構成を具備する第 7 の実施例を、図 2 (a)、図 2 (b)を用いて説明する。

ガラスからなる基板1に、光出力層として光導波路16を形成し、表示部の構成範囲外に光導波路16と光学的に結合した光源17を配置する。本実施例においては、光源17の発光層6として有機ELを用いた例を示している。

次に、配向膜(図2(a)、図2(b)では省略)を形成し、その配向膜をラビングし、該配向膜上に二色性色素を混合した反応性液晶高分子を塗布する。これによって反応性液晶高分子および混入された二色性色素が一方向に配列する。つぎに光照射によって高分子を重合させることにより、高分子が一方向に配列した状態が固定され、偏光機能層13(本実施例では偏光板が用いられているので、本実施例においては以後偏光板13と記載する。)になる。さらにこの偏光板13上に、ITO膜にて対向電極11を形成し、所定の形状にパターニングする。さらに配向膜15を塗布し、ラビングする。

一方、基板 2 上に I T O 膜をパターニングして画素電極 1 2 を形成す

る。次に、上記で作製した基板 1 および基板 2 を貼り合わせ、液晶 3 として反強誘電性液晶を注入する。ここで、走査電極 (ゲート電極) もしくは信号電極 (ソース電極) (両電極は図 2 には図示されていない) のどちらかを、光出力層として機能する光導波路 1 6 のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例においては、走査電極 (ゲート電極) と光導波路 1 6 のストライプ配置方向とを一致させている。

5

10

15

20

本発明に係る光制御素子は、以上のように、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向が走査信号を印加する電極の方向と一致している。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する電極に対応する光出力層毎に発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することができる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能 となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

また、本発明に係る光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成され、前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極の方向と一致している構成とすることも可能である。

上記の構成によれば、光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することもで きる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

さらに、本発明の光制御素子は、上記アクティブ素子が上記第2の基板上に形成されることが好ましい。

例えばTFT等のアクティブ素子を作製する場合、そのプロセス温度は高い。従って、上記のように、光出力層が配置された第1の基板ではなく第2の基板にアクティブ素子を形成することにより、熱プロセスによる問題が発生しにくくなる。さらに、光出力層やアクティブ素子の歩留りは100%になりにくいことから、両者を同一の基板に作製すると歩留りが低下してしまう。そこで、上記構成のように、それぞれを第1の基板と第2の基板とに分けて配置することで、歩留りの低下を抑制することもできる。

また、本発明の光制御装置は、上記第1の基板に偏光機能を有する層が形成されていることが好ましい。この構成により、例えばアクティブ素子が第2の基板に作製された場合の、熱プロセスによる問題の発生を抑制することができる。

さらに、本発明の光制御素子は、前記第1の基板上に形成された光出力層が、有機EL、無機EL、およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層により構成されており、第1の基板上に、第1の電極膜、上記発光層、および第2の電極膜がこの順に形成され、該

第1の電極膜と第2の電極膜間に電圧が印加されることにより、上記発 光層が発光することが好ましい。

上記の構成のような発光層は厚さを薄く形成できるので、光制御素子 全体の厚さを低減させることが可能となる。

さらに、本発明の光制御素子は、前記第1の基板上に形成される光出力層が、光導波路と、該光導波路に結合されかつ非表示部領域に配置された光源との組み合わせにより構成されることが好ましい。

5

10

15

20

上記の構成により、発光部分(光源)を基板の一部分に設け、そこから発光した光を光導波路によってストライプ状に形成された出力部分へと導くことができるため、さらなる軽量化を実現することができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。

上記方法のように、光出力層から発光される時間を上記のように限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上4 0%以下であることがより好ましい。

光出力層から発光される時間をさらに上記のように限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆

動方法において、各走査線に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了するようにすることもできる。

上記の方法によれば、光出力層の走査を、走査線毎に印加される走査 信号に対応させて行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができる。これにより、インパルス型表示を実現す ることが可能となる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法としては、異なる波長の光出 力層を複数本まとめて同時に発光させる方法が好ましい。

上記の方法により、制御するためのICの数を少なくすることができる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。

尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用可能性

5

10

15

20

以上のように、本発明に係る光制御素子およびその駆動方法によれば、 有機 E L と液晶とを組み合わせたディスプレイにおいてインパルス型表

示を実現できるので、動画表示時に発生する尾引きや輪郭のボケなども 防いで、画像品位が向上した製品の提供が可能となる。

また、光出力層が組み込まれているので、バックライト等の光源を別途設ける構成よりも薄型化、軽量化、低消費電力化される。さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に波長の異なる光を出力させることにより、カラーフィルタが不要となるため、さらなる低消費電力化が実現されたディスプレイを実現できる。

5

請 求 の 範 囲

1. 少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加する電極が形成された光制御素子において、

前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向が走査信号を印加する電極の方向と一致していることを特徴とする光制御素子。

2. 少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、

前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成され、

前記光出力層がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極の方向と一致していることを特徴とする光制御素子。

- 3. 上記アクティブ素子が、上記第2の基板上に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 4. 上記第1の基板に、偏光機能を有する層が形成されたことを特徴とする請求項1ないし3の何れか1つに記載の光制御素子。
- 5. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ

10

5

15

20

り構成されており、

5

10

15

20

第1の基板上に、第1の電極膜、上記発光層、および第2の電極膜がこの順に形成され、該第1の電極膜と第2の電極膜間に電圧が印加されることにより、上記発光層が発光することを特徴とする請求項1ないし3の何れか1つに記載の光制御素子。

6. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ り構成されており、

第1の基板上に、第1の電極膜、上記発光層、および第2の電極膜がこの順に形成され、該第1の電極膜と第2の電極膜間に電圧が印加されることにより、上記発光層が発光することを特徴とする請求項4に記載の光制御素子。

- 7. 前記第1の基板上に形成される光出力層が、光導波路と、該光導波路に結合されかつ非表示部領域に配置された光源との組み合わせにより構成されることを特徴とする請求項1ないし3の何れか1つに記載の光制御素子。
- 8. 前記第1の基板上に形成される光出力層が、光導波路と、該光導波路に結合されかつ非表示部領域に配置された光源との組み合わせにより構成されることを特徴とする請求項4に記載の光制御素子。
- 9.1つの光出力層から出力される光のスペクトルが、該光出力層の場所に応じ、周期的に異なることを特徴とする請求項1に記載の光制御素子。
- 10.一つの光出力層から出力される光のスペクトルが、各画素毎に、周期的に異なることを特徴とする請求項9に記載の光制御素子。

- 11.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 12. 請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

5

10

- 13.請求項1または2に記載の光制御素子において、各走査線に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに前記光出力が終了することを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 14.請求項1または2の何れか1つに記載の光制御素子において、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の光出力層を複数本まとめて同時に発光させることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 15 15. 複数個の光出力層の色がR、G、Bのいずれかによって構成され、 該R、B、Gの色が周期的に繰り返されることを特徴とする請求項14 に記載の光制御素子の駆動方法。

要 約 書

本発明の光制御素子は、複数個の光出力層(4)が配置された基板(1)と、光透過機能を有する基板(2)とを対向させ、該基板(1)と基板(2)の間に液晶(3)を挟持している。該基板(1)と基板(2)のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極(9)が形成され、さらに該基板(1)と基板(2)のいずれかに複数の信号電極を印加するソース電極が形成されており、前記光出力層(4)がストライプ状に配置され、該配置方向がゲート電極(9)の方向と一致している。

図 1 (a)

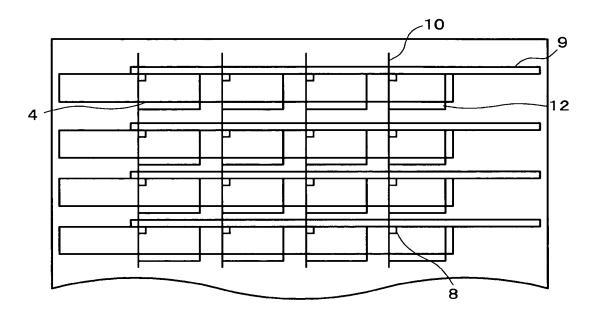


図 1 (b)

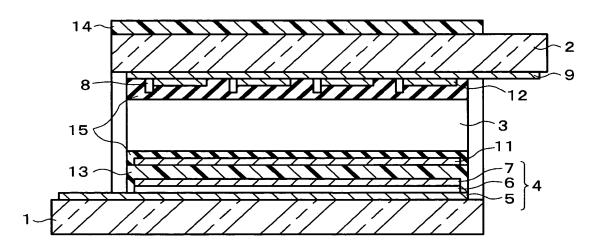


図 2 (a)

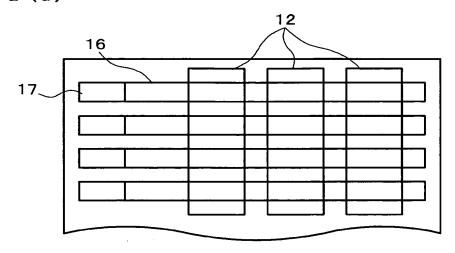


図 2 (b)

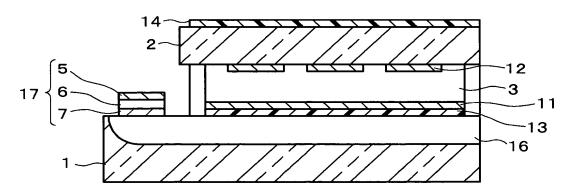
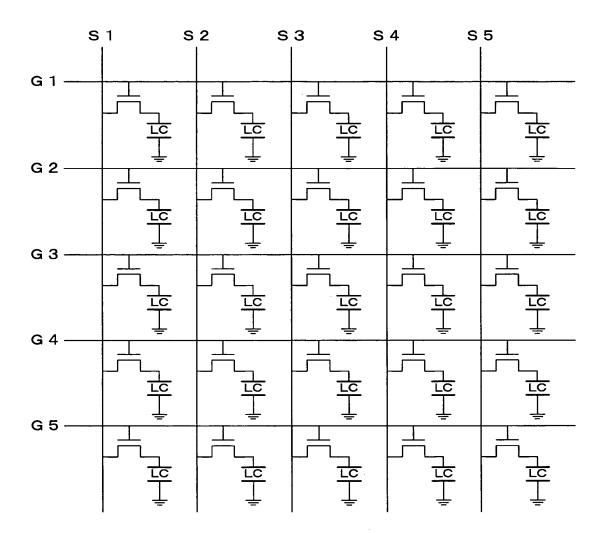


図 3



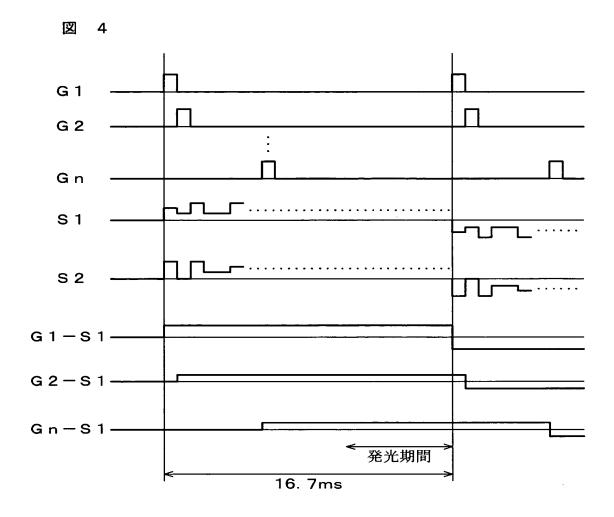


図 5

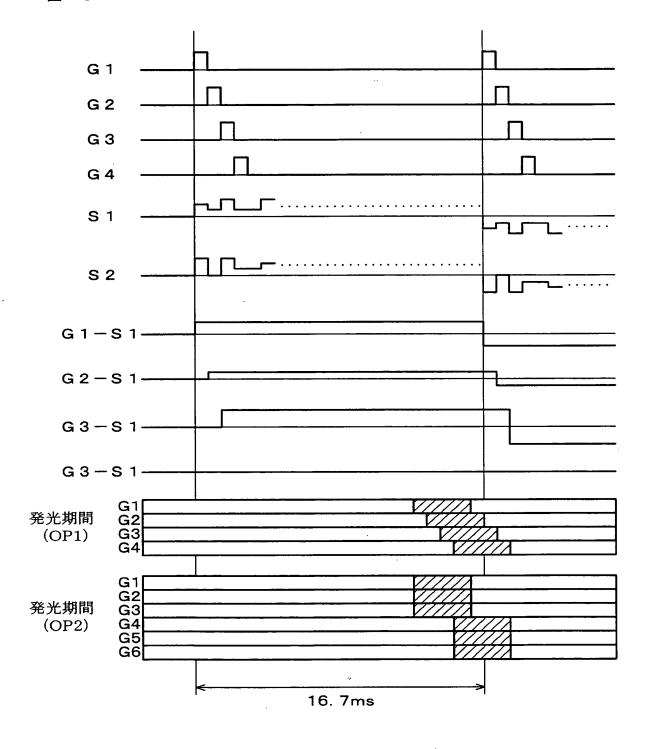


図 6

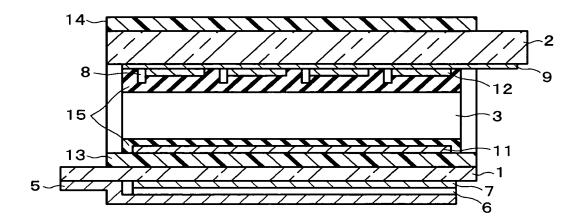
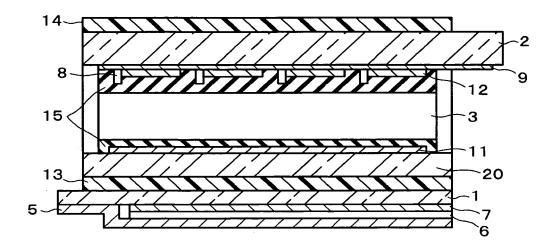


図 7





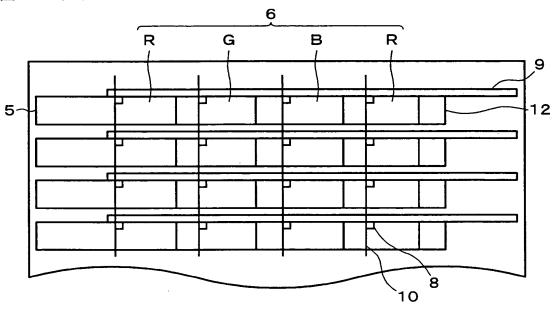
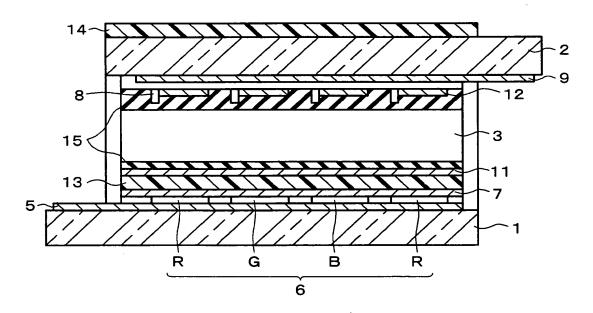
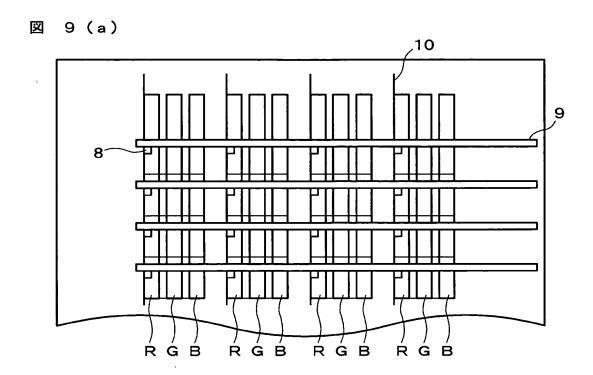
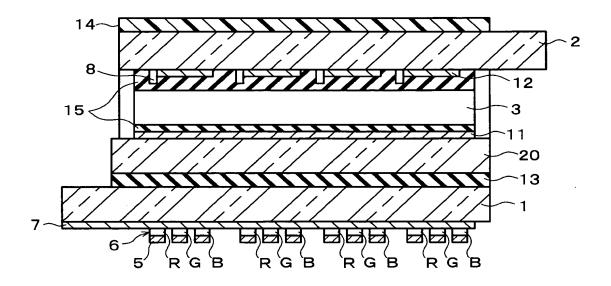


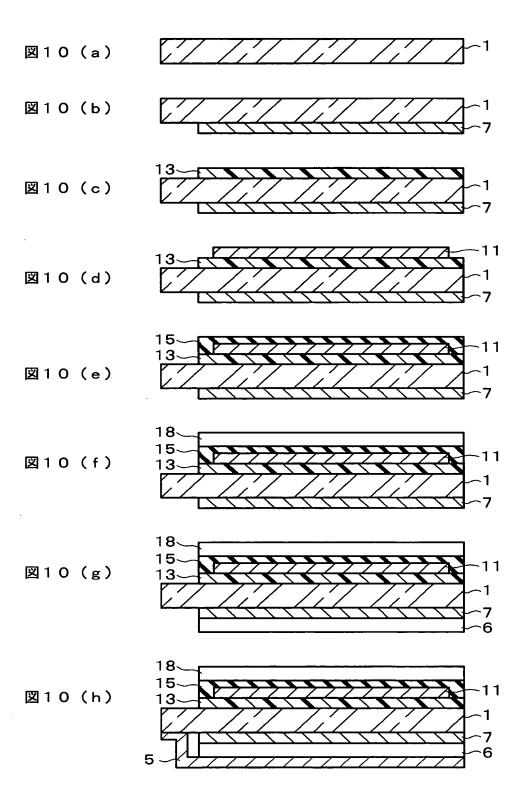
図 8 (b)











11/14

図11 (a)

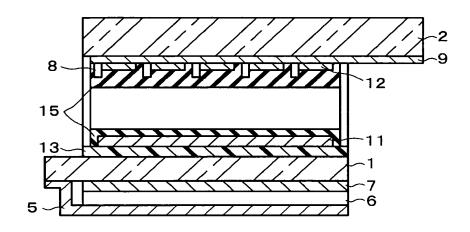
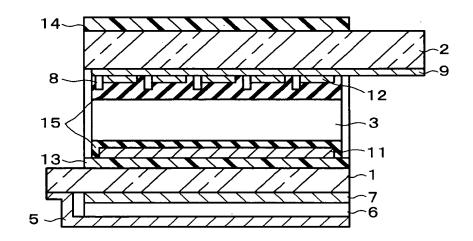
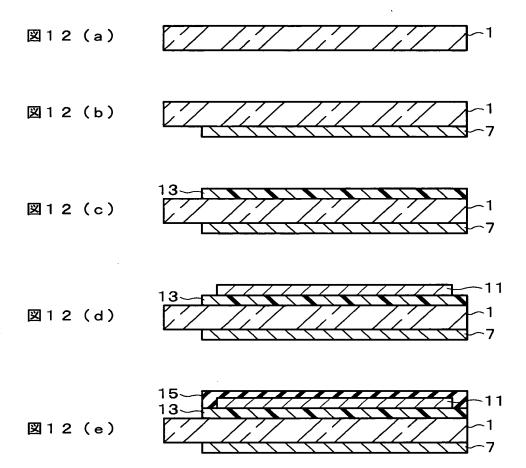


図11(b)





13/14

図13 (a)

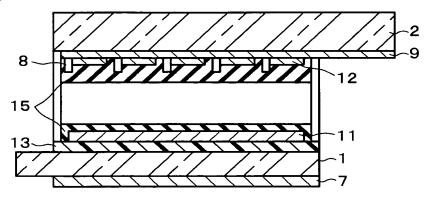


図13(b)

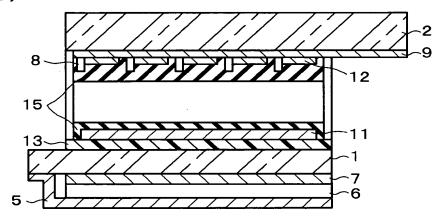


図13(c)

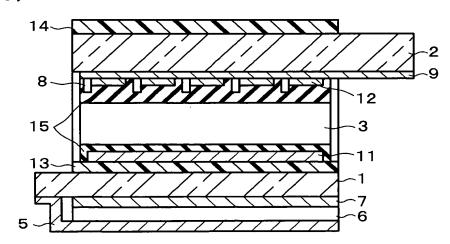
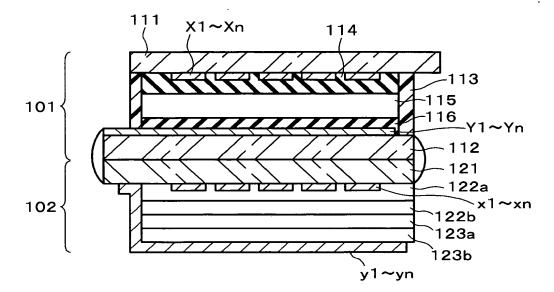


図14



THIS PAGE BLANK (USE

発明の開示

5

10

15

20

上記目的を達成するために、本発明の光制御素子は、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加する走査電極が形成され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する信号電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査信号を印加する走査電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する走査電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する走査電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する走査電極に対応した光出力層毎に、発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することができる。その上、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられていることにより、例えばアクティブ素子が第2の基板に作製された場合の、熱プロセスによる問題の発生を抑制することができる。

5

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

また、本発明の光制御素子は、複数の光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、前記各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力層で互いに異なる波長の光を同時に出力すると共に、各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定されていることを特徴とすることもできる。

上記の構成によれば、各光出力層が走査信号を印加するゲート電極の方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定することによって、アクティブ駆動の光制御素子においてインパルス型表示を実現することができる。また、光出力層が組み込まれていることにより、薄型化を実現することも可能となる。

さらに、ストライプ状に配置された各光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いることなくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

5

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることが好ましい。このように、光出力層から発光される時間を前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を実現し、且つ表示の輝度を高く保つことができる。

5

10

15

20

さらに、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることがより好ましい。このように、光出力層から発光される時間をさらに前記数値範囲に限定することにより、インパルス型表示としての特徴を保って輪郭ボケや尾引きのない高品位の動画表示を確実に実現し、且つ表示の輝度を確実に高く保つことができる。

また、本発明の光制御素子の駆動方法は、上記記載の光制御素子の駆動方法において、各走査電極に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに前記光出力が終了し、かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光させる方法とすることもできる。

上記の方法によれば、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて 光出力層の走査を行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力 層を発光させることができるので、インパルス型表示を実現することが 可能となり、さらに制

る。次に、上記で作製した基板 1 および基板 2 を貼り合わせ、液晶 3 として反強誘電性液晶を注入する。ここで、走査電極(ゲート電極)もしくは信号電極(ソース電極)(両電極は図 2 には図示されていない)のどちらかを、光出力層として機能する光導波路 1 6 のストライプ配置方向と一致させることが重要である。本実施例においては、走査電極(ゲート電極)と光導波路 1 6 のストライプ配置方向とを一致させている。

5

10

15

20

本発明に係る光制御素子は、以上のように、少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印かる。 され、該第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印かする信号電極が形成された光制御素子において、前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査信号を印かする走査電極の方向と一致しており、さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されている。

一般に、表示は走査信号に対応して行われるので、走査のタイミングは走査信号を印加する走査電極毎に異なる。これに対して、上記した本発明の構成では、光出力層が走査信号を印加する走査電極の方向と一致するようにストライプ状に配置されている。従って、本発明の光制御素子は、走査のタイミング毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加する走査電極に対応する光出力層毎に発光のタイミングを変化させることも可能となり、インパルス型表示を実現する

ことができる。

5

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することがで きる。

さらに、ストライプ状に配置された光出力層毎に、波長の異なる光、 例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ



となくカラー表示を行うことも可能となる。従って、カラーフィルタによる光の透過効率の低下を防いで、低消費電力化を実現することが可能となる。

以上のように、本発明の光制御装置は、薄型化、軽量化、低消費電力 化を実現し、さらに、インパルス型表示により動画表示時に発生する尾 引きや輪郭のボケなども防いで、画像品位を向上させることができる。

5

10

15

20

また、本発明に係る光制御素子は、複数の光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、前記各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向が上記ゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力層で互いに異なる波長の光を同時に出力すると共に、各ゲート電極に走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定されている構成とすることも可能である。

上記の構成によれば、各光出力層が走査信号を印加するゲート電極の 方向と一致してストライプ状に配置されているので、走査のタイミング 毎に光出力層を走査することが可能となる。すなわち、走査信号を印加 するゲート電極に対応する光出力層毎に、発光のタイミングを変化させ ることによって、インパルス型表示を実現することができる。

また、光出力層が組み込まれているため、薄型化を実現することもで

きる。

さらに、ストライプ状に配置された各光出力層毎に、波長の異なる光、例えばRGBの光を出力させることにより、カラーフィルタを用いるこ

動方法において、各走査電極に走査信号を送った後一定時間後に光出力層から光出力し、該光出力を次に走査信号が送られるまでに終了し、かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光させることもできる。

上記の方法によれば、光出力層の走査を、走査電極毎に印加される走査信号に対応させて行う、すなわち、走査のタイミングに合わせて光出力層を発光させることができる。これにより、インパルス型表示を実現することが可能となり、さらに、制御するためのICの数を少なくすることができる。

さらに、本発明の光制御素子の駆動方法は、配置された光出力の波長が隣り合う光出力層で互いに異なることが好ましく、さらには、その光出力層の色がR、G、Bのいずれかで、これらが周期的に繰り返されることが好ましい。

尚、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用可能性

5

10

15

20

以上のように、本発明に係る光制御素子およびその駆動方法によれば、 有機 E L と液晶とを組み合わせたディスプレイにおいてインパルス型表

請 求 の 範 囲

1. (補正後)少なくとも1つの光出力層が配置された第1の基板と 光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基 板との間に液晶を挟持し、該第1の基板および第2の基板のいずれかに 複数の走査信号を印加する走査電極が形成され、該第1の基板および第 2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加する信号電極が形成された 光制御素子において、

5

10

15

20

前記光出力層がストライプ状に配置され、該光出力層の配置方向が上記走査電極の方向と一致しており、

さらに、上記第1の基板上に偏光機能を有する層が設けられ、

上記第1の基板、上記光出力層、上記偏光機能を有する層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする光制御素子。

2. (補正後)複数の光出力層が配置された第1の基板と光透過機能を有する第2の基板とを対向させ、該第1の基板と第2の基板との間に液晶を挟持し、

前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数のアクティブ素子が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の走査信号を印加するゲート電極が形成され、前記第1の基板および第2の基板のいずれかに複数の信号電圧を印加するソース電極が形成され、

前記各光出力層が、ストライプ状に、該各光出力層の配置方向が上記 ゲート電極の方向と一致するように配置され、かつ、隣り合う各光出力 層で互いに異なる波長の光を同時に出力すると共に、各ゲート電極に走

査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に走査信号が送られるまでに上記光出力が終了するように設定されていることを特徴とする光制御素子。

- 3. 上記アクティブ素子が、上記第2の基板上に形成されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 4. 上記第1の基板に、偏光機能を有する層が形成されたことを特徴とする請求項2または3に記載の光制御素子。
- 5. 前記第1の基板上に形成された光出力層は、有機EL、無機EL、 およびFEDの発光体のうち少なくとも1種類以上からなる発光層によ

5

- 11.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の5%以上70%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。
- 12.請求項1または2に記載の光制御素子において、光出力層の発光時間が、各表示フレーム時間の15%以上40%以下であることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

1 3..

5

10

15

14. (補正後)請求項1に記載の光制御素子において、各走査電極に 走査信号を送ったのち、一定時間後に光出力層から光出力を行い、次に 走査信号が送られるまでに上記光出力が終了し、

かつ、配置された複数個の光出力層の波長が隣合う光出力層で互いに 異なり、該異なる波長の隣接する光出力層を複数本まとめて同時に発光 させることを特徴とする光制御素子の駆動方法。

- 15. 複数個の光出力層の色がR、G、Bのいずれかによって構成され、該R、B、Gの色が周期的に繰り返されることを特徴とする請求項14 に記載の光制御素子の駆動方法。
 - 16. (追加)さらに、上記第1の基板、上記光出力層、上記液晶、および上記第2の基板が、この順に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
- 20 17. (追加)さらに、上記光出力層は、ゲート電極毎に輝度調整されるていることを特徴とする請求項2に記載の光制御素子。
 - 18. (追加) さらに、上記光出力層は、ソース電極に印加される各信号電圧に基づく最大輝度分に応じて輝度調整されていることを特徴とする請求項17に記載の光制御素子。